## BERICHTIGTE **FASSUNG\***

# **PCT**

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Būro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 27/148

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1

WO 98/22982

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

28. Mai 1998 (28.05.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/06380

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. November 1997

(15.11.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 47 603.8

18. November 1996 (18.11.96) DE

BÖHM, Markus [DE/DE]; (71)(72) Anmelder und Erfinder: Universität-Gesamthochschule Siegen, Institut für Halbleiterelektronik, Fachbereich 12, Elektrotechnik u. Informatik, Hölderlinstrasse 3, D-57068 Siegen (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULTE, Jürgen [DE/DE]; Mainaustrasse 146, D-78464 Konstanz (DE). RIEVE, Peter [DE/DE]; Hauptstrasse 142, D-51570 Windeck (DE). LULE, Tarek [DE/DE]; Am Eichenhang 21, D-57076 Siegen (DE).
- (74) Anwalt: COHAUSZ & FLORACK; Kanzlerstrasse 8a, D-40472 Düsseldorf (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

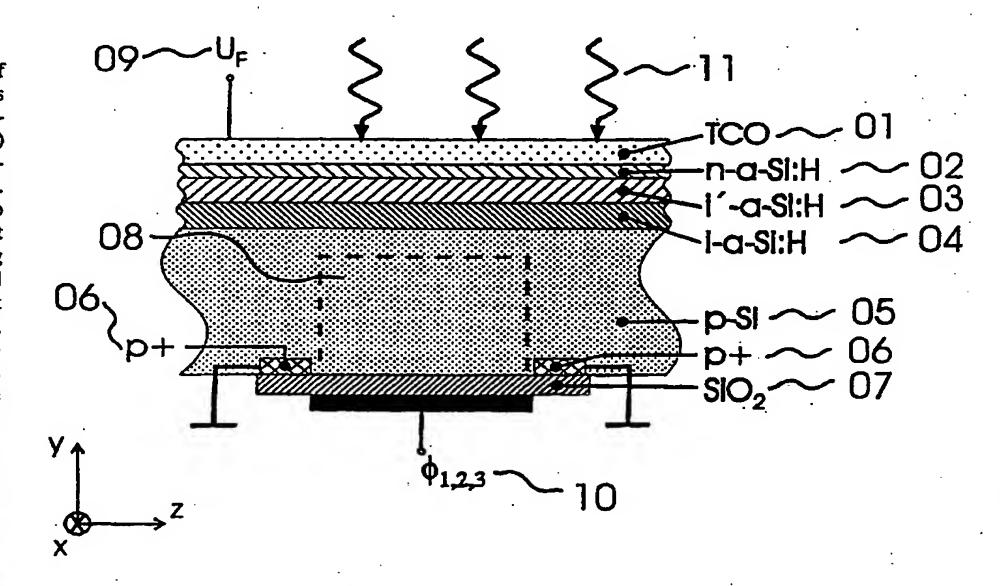
Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: COLOUR IMAGE CHARGE-COUPLED SENSOR

(54) Bezeichnung: FARBBILDSENSOR IN LADUNGSVERSCHIEBETECHNIK

#### (57) Abstract

An optical sensor consists of an arrangement of picture elements (pixels). An optoelectronic converter (11), is a storage device (8) and a transport device (12) are associated to each picture element. The object of the invention is to design such a sensor device so that it becomes suitable for processing colours without losing its lateral resolution. For that purpose, at least one semiconductor layer (2. 3, 4) to which an external electric voltage (9) can be applied is arranged upstream of each picture element, in the light incidence direction. The absorption and/or collecting properties of the semiconductor layers (2, 3, 4) can be varied in such a way that when different external electric voltages (9) are applied to the component, charge carriers generated by radiation of different wavelengths are collected.



### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen optischen Sensor bestehend aus einer Anordnung von Bildpunkteinheiten (Pixel), wobei jede Bildpunkteinheit einen optoelektronischen Wandler (11) sowie eine Speichervorrichtung (8) und eine Transportvorrichtung (12) umfaßt. Die Aufgabe, eine Sensorvorrichtung dahingehend auszulegen, daß sie ohne Verlust an lateraler Auflösung für die Verarbeitung von Farben geeignet ist, wird dadurch gelöst, daß jeder Bildpunkteinheit in Lichteinfallsrichtung mindestens eine Halbleiterschicht (2, 3, 4) vorgeordnet ist, an die eine externe elektrische Spannung (9) anlegbar ist, wobei die Absorptions- und/oder Sammeleigenschaften der mindestens einen Halbleiterschicht (2, 3, 4) derart variabel sind, daß für unterschiedliche elektrische Spannungen (9) Ladungsträger, welche durch Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge generiert werden, gesammelt werden.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien :	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armonien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Techad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Turkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	iL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien .	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Victnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dānemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

# **PCT**

#### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Būro

## INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 27/148

A1

WO 98/22982 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. Mai 1998 (28.05.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/06380

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. November 1997

(15.11.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 47 603.8

18. November 1996 (18.11.96)

BÖHM, Markus [DE/DE]; (71)(72) Anmelder und Erfinder: Universität-Gesamthochschule Siegen, Institut für Halbleiterelektronik, Fachbereich 12, Elektrotechnik u. Informatik, Hölderlinstrasse 3, D-57068 Siegen (DE). SCHULTE, Jürgen [DE/DE]; Mainaustrasse 146, D-78464 Konstanz (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LULÉ, Tarék [DE/DE]; Am Eichenhang 21, D-57076 Siegen (DE). RIEVE, Peter [DE/DE]; Hauptstrasse 142, D-51570 Windeck (DE).
- COHAUSZ & FLORACK; Kanzlerstrasse 8a, (74) Anwalt: D-40472 Düsseldorf (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

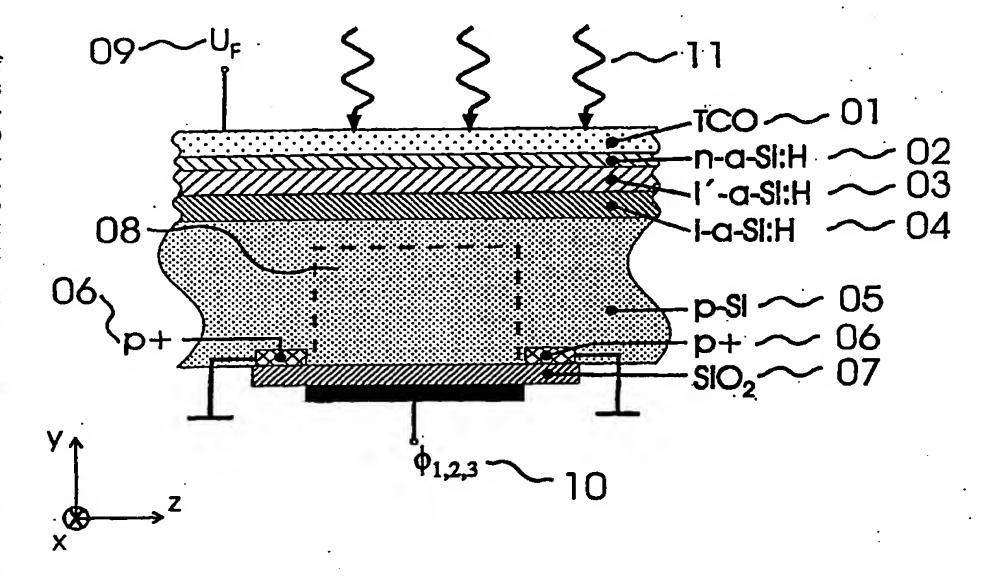
Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: COLOUR IMAGE CHARGE-COUPLED SENSOR
- (54) Bezeichnung: FARBBILDSENSOR IN LADUNGSVERSCHIEBETECHNIK

#### (57) Abstract

An optical sensor consists of an arrangement of picture elements (pixels). An optoelectronic converter (11), is a storage device (8) and a transport device (12) are associated to each picture element. The object of the invention is to design such a sensor device so that it becomes suitable for processing colours without losing its lateral resolution. For that purpose, at least one semiconductor layer (2, 3, 4) to which an external electric voltage (9) can be applied is arranged upstream of each picture element, in the light incidence direction. The absorption and/or collecting properties of the semiconductor layers (2, 3, 4) can be varied in such a way that when different external electric voltages (9) are applied to the component, charge carriers generated by radiation of different wavelengths are collected.



#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen optischen Sensor bestehend aus einer Anordnung von Bildpunkteinheiten (Pixel), wobei jede Bildpunkteinheit einen optoelektronischen Wandler (11) sowie eine Speichervorrichtung (8) und eine Transportvorrichtung (12) umfaßt. Die Aufgabe, eine Sensorvorrichtung dahingehend auszulegen, daß sie ohne Verlust an lateraler Auflösung für die Verarbeitung von Farben geeignet ist, wird dadurch gelöst, daß jeder Bildpunkteinheit in Lichteinfallsrichtung mindestens eine Halbleiterschicht (2, 3, 4) vorgeordnet ist, an die eine externe elektrische Spannung (9) anlegbar ist, wobei die Absorptions- und/oder Sammeleigenschaften der mindestens einen Halbleiterschicht (2, 3, 4) derart variabel sind, daß für unterschiedliche elektrische Spannungen (9) Ladungsträger, welche durch Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge generiert werden, gesammelt werden.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

					·		
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien .
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen .	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad .
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	İsrael	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
· CI	Côte d'Ivoire	KР	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		•
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		•
DK	Dānemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

## Farbbildsensor in Ladungsverschiebetechnik

Die vorliegende Erfindung betrifft einen optischen Sensor bestehend aus einer Anordnung von Bildpunkteinheiten (Pixel), wobei jede Bildpunkteinheit einen optoelektronischen Wandler zum Umwandeln der einfallenden Strahlung in eine intensitäts- und wellenlängenabhängige Ladungsmenge sowie eine Speichervorrichtung für die Ladungsmenge und eine Transportvorrichtung für Ladungsmengenpakete umfaßt, und bestehend aus einer die Steuersignale für alle Bildpunkteinheiten bereitstellenden Steuervorrichtung sowie eine Auslesesteuereinrichtung für das Auslesen der abgespeicherten Ladungsmengen, wobei aus den bildpunkteinheitsbezogenen Meßwerten das auf den Sensor eingestrahlte Bild zusammensetzbar ist.

Elektronische Bildsensoren sind bekannt und werden in unterschiedlichen Technologien hergestellt. Solche Sensoren sind derart aufgebaut, daß eine Anzahl Lichtwandelelemente (Pixel) in geeigneter Weise angeordnet sind, meist als eine einzige Zeile oder in Spalten und Zeilen als Matrix geordnet. Bei Bildsensoren, die nach der Ladungsverschiebetechnik arbeiten (Charge Coupled Device-Sensoren, im folgenden CCD-Sensoren genannt), wird ein auf den Sensor projiziertes Bild von den Pixeln in eine der am Pixelort einfallenden Lichtmenge näherungsweise proportionale elektrische Ladung umgewandelt. Die Ladungsträger, die in jedem Pixel erzeugt werden, werden in örtlich begrenzten Gebieten in

einem Halbleitersubstrat integriert, welches z. B. aus kristallinem Silizium bestehen kann, so daß mit der Belichtungszeit näherungsweise proportionale Signalladungspakete entstehen. Diese örtlich begrenzten Gebiete werden mittels geeigneter Steuersignale erzeugt, so daß sich in ihnen Signalladungen sammeln können. Die Steuersignale werden nach der Integrationszeit derart verändert, daß die Signalladungen sequentiell verschoben werden, bis diese zu einer Ausleseelektronik gelangen, wo sie in eine der Signalladung proportionale Spannung umgewandelt werden. Diese läßt sich mit geeigneten Mitteln bildauswertenden oder bildverwertenden Einheiten wie zum Beispiel einem Aufzeichnungsgerät zuführen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß jeder Bildpunkteinheit in Lichteinfallsrichtung mindestens eine Halbleiterschicht vorgeordnet ist, an die eine externe elektrische Spannung anlegbar ist, wobei die Absorptions- und/oder Sammeleigenschaften der mindestens einen Halbleiterschicht derart variabel sind, daß für unterschiedliche von außen an das Bauelement angelegte elektrische Spannungen Ladungsträger, welche durch Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge generiert werden, gesammelt werden.

Farbauflösende Bildsensoren zeichnen sich dadurch aus, daß für jeden Bildpunkt mehr als ein Signal detektiert werden muß. In der Regel wird entsprechend den drei Farbanteilen Rot, Grün und Blau eine Dreiteilung vorgenommen. Erst diese Farbsignale zusammengenommen ergeben die komplette Farbinformation eines Bildpunktes, die sich beispielsweise im Rahmen einer Signalübertragungsstrecke aus den drei linear unabhängigen Einzelsignalen reproduzieren läßt.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Bildszene aufzunehmen und in elektrische Signale umzuwandeln derart, daß mehrere Teilbilder erzeugt werden, die sich in der Gewichtung der verschiedenen in der Szene enthaltenen Spektralanteile unterscheiden. Für den sichtbaren Spektralbereich erweist sich insbesondere die Zerlegung in den blauen, grünen und roten Spektralbereich als sehr vorteilhaft, da diese spektrale Gewichtung eine dem menschlichen Auge angepaßte farbige Wiedergabe von Bildszenen ermöglicht.

Technisch existieren mehrere Möglichkeiten zu Realisierung der genannten Farbauflösung. Die Verfahren zur Erzeugung der spektral gewichteten Teilbilder lassen sich grob in zwei Typen unterteilen. Der erste Typ solcher farbbildgebender Verfahren verwendet mehrere CCD-Sensoren, deren spektrale Empfindlichkeiten sich durch das Einbringen von Farbfiltern in die jeweiligen Strahlengänge der einzelnen CCD-Sensoren unterscheiden. Entsprechende CCD-Sensoren sind beispielsweise in A. J. P. Theuwissen, Solid-State Imaging with Charge-Coupled Devices, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Kap. 6.2.4, S. 171ff., 1995, beschrieben. Diesem Verfahren haftet der Nachteil an, daß die einzelnen Strahlengänge so justiert werden müssen, daß sie zu völlig identischen Abbildungen der Szene auf den Bildsensoren führen, da die rekonstruierten Farb-Teilbilder sonst nicht deckungsgleich kombiniert werden können, was Farbverzerrungen nach sich zieht.

Der zweite existierende Typ farbbildgebender Verfahren verwendet spezielle CCD-Sensoren, bei denen durch mosaikartiges Aufbringen mehrerer Farbfilter jeweils benachbarte Pixel für unterschiedliche Spektralbereiche empfindlich gemacht werden. In diesem Zusammenhang kann

beispielsweise auf A. J. P. Theuwissen, Solid-State Imaging with Charge-Coupled Devices, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Kap. 6.2.2, S. 168ff., 1995, verwiesen werden. Während die Farb-Teilbilder dieser Sensoren auf diese Art und Weise automatisch kongruent zueinander sind, sinkt bei diesem Verfahren die effektive Auflösung um den Faktor drei bis vier, da jeweils drei bzw. vier benachbarte Sensorpixel benötigt werden, um die komplette Farbinformation eines Bildpunktes zu extrahieren.

Eine Kombination eines optischen Detektors mit einem CCD Sensor ist aus dem Aufsatz "A 2-Million-Pixel CCD Image Sensor Overlayed with an Amorphous Silicon Photoconversion Layer", S. Manabe, Y. Mastunaga, A. Furukawa, K. Yano, Y. Endo, R. Miyagawa, Y. Iida, Y. Egawa, H. Shibata, H. Nozaki, N. Sakuma, N. Harada, IEEE Transactions on Electron Devices, 38 (8), S. 1765-1771, 1991, bekannt. Es handelt sich hierbei jedoch um einen ausschließlich lichtintensitätsempfindlichen optischen Detektor, welcher über keinerlei Farbselektivität verfügt. Außerdem steht in diesem Fall die Photokonversionsschicht nicht in direktem Kontakt zum Halbleitersubstrat, sondern ist über eine Metallisierung mit diesem verbunden, so daß diese Konfiguration als eine Serienschaltung zweier diskreter Bauelemente betrachtet werden muß. Gleiches gilt für ähnliche Konfigurationen mit Dünnschicht-Photokonversionsschichten auf CCD- oder CMOS-Sensoren, welche in den Aufsätzen "A Random Noise Reduction Method for an Amorphous Silicon Photoconversion Layer Overlaid CCD Imager", N. Nakamura, S. Ohsawa, Y. Matsunaga, O. Yoshida, IEEE Transactions on Electron Devices, 44 (10), 1663-1666, 1997, und "Analysis of Low Fixed Pattern Noise Cell Stuctures for Photoconversion Layer Overlaid CCD or CMOS Image Sensors", S. Ohsawa, M.

- 5 -

Sasaki, R. Miyagawa, Y. Matsunaga, IEEE Transactions on Electron Devices, 44 (10), 1667-1671, 1997.

Ferner sind beispielsweise aus "Amorphous Silicon Charge-Coupled Devices", M. Matsumura, in: J. Kanicki, "Amorphous and Microcrystalline Semiconductor Devices: Optoelectronic Devices", Artech House, Inc., Norwood, Kap. 4, S. 141-166, 1991, CCD-Sensoren bekannt, welche aus amorphem Silizium bestehen. Infolge der hohen Defektdichte dieses Materials und der daraus resultierenden geringen Lebensdauer und Beweglichkeit der Ladungsträger können diese in amorphem Silizium nur über extrem kurze Zeiträume gespeichert und transportiert werden, so daß das Material für den Aufbau von CCD-Sensoren wenig geeignet erscheint.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen farbauflösenden Bildsensor in der Ladungsverschiebetechnik der eingangs genannten Art dahingehend auszulegen, daß er ohne Verlust an lateraler Auflösung für die Verarbeitung von Farben geeignet ist.

Hinsichtlich der Realisierung einer erfindungsgemäßen
Detektorkombination bestehen prinzipiell zwei
Möglichkeiten: Die für den Transport der Signalladungen
erforderlichen Vorrichtungen können auf der der
Lichteinfallsrichtung zugewandten Seite des Sensors neben
den farbempfindlichen Photokonversionselementen
angeordnet sein. Alternativ dazu ist auch die Möglichkeit
gegeben, daß sich die für den Transport der
Signalladungen erforderlichen Vorrichtungen auf der der
Lichteinfallsrichtung abgewandten Seite des Sensors
befinden.

In bezug auf die geometrische Anordnung der Bildpunkte werden Zeilensensoren, bei denen die Sensorpixel in einer einzigen Zeile angeordnet sind, und Flächensensoren unterschieden, welche aus einer zweidimensionalen Pixelmatrix bestehen.

Die auf den CCD-Sensor aufgebrachte Detektorstruktur besteht aus zusätzlichen Halbleiterschichten, die eine Bauelementstruktur ergeben, welche in ihrer spektralen Empfindlichkeit steuerbar ist. Der Photokonvertor kann dabei einerseits ausschließlich durch die zusätzlichen Halbleiterschichten gebildet werden. Andererseits besteht die Möglichkeit, daß das Halbleitersubstrat, welches den CCD-Sensor bildet, selbst Teil der Detektorstruktur ist.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform erfindungsgemäßer Farb-Bildsensoren sieht die Verwendung von Mehrschichtsystemen auf der Basis amorphen Siliziums oder dessen Legierungen als farbselektiver Detektor vor, dessen spektrale Empfindlichkeit sich mit Hilfe der anliegenden elektrischen Spannung verändern läßt. Entsprechende optoelektronische Bauelemente in Dünnschichttechnologie sind aus (DE P 44 41 444 bzw. PCT/EP 95/0341 bekannt. Durch zyklische Variation der Spannung kann bei farbselektiven Bauelementen dieser Art die Empfindlichkeit zwischen verschiedenen linear unabhängigen Farbempfindlichkeiten derart umgeschaltet werden, daß zeitlich sequentiell die Farbinformationen der auf den Bildpunkt treffenden Beleuchtung extrahiert werden können. Im Rahmen der erfindungsgemäßen Kombination eines derartigen farbselektiven Photokonvertors mit einem CCD-Bauelement wird die den Detektor oder einen Teil des Detektors bildende Mehrschichtstruktur in der Regel unmittelbar, d. h. ohne zusätzliche elektrisch leitende oder die lektrische Schichten auf das Halbleitersubstrat aufgebracht.

Die bekannten Bauelemente machen von der Wellenlängenabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten Gebrauch, der zufolge kurzwelliges Licht nahe der Oberfläche des Detektors absorbiert wird und dort Ladungsträger erzeugt, während mit zunehmender Wellenlänge die Eindringtiefe des Lichtes ansteigt, so daß photoinduzierte Ladungsträger auch in tiefer gelegenen Schichten der Struktur erzeugt werden. Durch Bereitstellung eines ortsabhängigen Ladungsträger-Sammlungsprofils, welches beispielsweise durch Anlegen einer äußeren Spannung beeinflußt werden kann, ist es möglich, Ladungsträger aus bestimmten Bereichen der Detektorstruktur zu extrahieren und auf diese Weise eine veränderliche spektrale Empfindlichkeit zu realisieren. In diesem Zusammenhang tragen nur Ladungsträger, welche in Bereichen hoher elektrischer Feldstärke generiert werden, zur Empfindlichkeit des Detektors bei, da nur sie unter der Einwirkung des elektrischen Feldes getrennt und in Richtung der Inversionszone des betreffenden CCD-Sensorpixels beschleunigt werden, während photogenerierte Ladungsträger in Bereichen mit unzureichender Driftlänge durch Rekombination verlorengehen.

Die erfindungsgemäße Kopplung eines derartigen Detektors mit einem auf einem Halbleitersubstrat befindlichen CCD-Sensor sorgt dafür, daß ein Teil der Ladungsträger, welche in der Detektorstruktur generiert und infolge des elektrischen Feldes getrennt werden, per Drift bzw. Diffusion über den Kontakt zwischen den aufgebrachten Halbleiterschichtn und dem Halbleitersubstrat, welcher in der Regel eine Heteroübergang ist, in die Inversionsschicht der CCD-Bildpunkte gelangen, wo sie

akkumuliert und als Signalladung gespeichert werden, bis diese nach Ende der Integrationsperiode durch entsprechende Taktung des CCDs in Richtung einer Ausleseelektronik transportiert wird.

Die steuerbare spektrale Empfindlichkeit des optischen Detektors führt dazu, daß die Größe der in der Inversionsschicht eines CCD-Bildpunktes akkumulierten Ladung der Intensität der auf den Bildpunkt auftreffenden Beleuchtung nach Maßgabe der jeweils vorliegenden spektralen Empfindlichkeit entspricht und mithin als Farbsignal angesehen werden kann.

Stellt das Substrat, wie oben beschrieben, einen Teil der farbselektiven Detektorstruktur dar, so wird eine Elektrode des Detektorelementes durch das (entsprechend dotierte) Halbleitersubstrat gebildet. Im Substrat photoelektrisch erzeugte Ladungsträger tragen mithin zur Empfindlichkeit des Sensors bei.

Die Gestaltung des optischen Detektors kann beispielsweise derart erfolgen, daß die auf dem Substrat befindlichen Halbleiterschichten für eine Selektivität zwischen den Farben Blau und Grün ausgelegt sind und die Rotempfindlichkeit durch das Substrat selbst bereitgestellt wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit einem Dünnschichtdetektor den kompletten Bereich des sichtbaren Lichtes, selektiv nach den Grundfarben Rot, Grün und Blau aufzulösen und die dem Substrat aus kristallinem Silizium zugehörige Empfindlichkeit für infrarotes Licht zusätzlich auszunutzen.

Die Steuerung der spektralen Empfindlichkeit erfolgt in der Regel mit Hilfe einer elektrischen Spannung, die zwischen der obersten Detektorschicht, welche in der Regel aus einem transparenten und leitfähigen Oxid (TCO = Transparent Conductive Oxide) besteht, und dem Halbleitersubstrat angelegt wird. Alternativ hierzu kann die Spannung auch zwischen der TCO-Schicht und einer vom Halbleitersubstrat isolierten Elektrode angelegt werden, bei der es sich beispielsweise um eine Elektrode handeln kann, die der Vorrichtung, die den Ladungstransport durchführt, zugeordnet werden kann.

Eine vorteilhafte Weiterentwicklung des Verfahrens besteht darin, die Detektorstruktur derart mit einer Steuerspannung zu beaufschlagen, daß alle Bildpunkte während einer Integrationsphase die gleiche Farbempfindlichkeit besitzen. Dadurch ist es möglich, eine aufzunehmende Bildszene komplett in bestimmte Farbanteile zu zerlegen. Dies kann z. B. dann von Vorteil sein, wenn nur eine spezielle Farbinformation von Interesse ist.

Eine weitere vorteilhafte Weiterentwicklung des Verfahrens ist durch die Generierung von mehreren Steuerspannungen zur Farbauswahl gegeben, die jeweils nur einzelne Zeilen oder beliebige, z. B. auch matrixförmige Gebiete mit der gleichen Spannung beaufschlagen. Dies hat den Vorteil, daß der Bildsensor lokal unterschiedliche Farbempfindlichkeiten besitzt, die sich nach Ablauf einer Integrationsphase kontinuierlich verändern lassen.

Die Funktionsweise eines erfindungsgemäßen optischen Sensors wird im folgenden anhand einiger Zeichnungen erläutert, welche sich auf Ausführungsbeispiele beziehen.

Da eine erfindungsgemäße Bildsensorvorrichtung und Wahl der Farbempfindlichkeiten nicht zwingend zu einem

praktikablen Farbausgangssignal führt, besteht eine vorteilhafte Weiterentwicklung der Bildsensorvorrichtung in der Kombination des Bildsensors mit einer Farbsignalerzeugungsvorrichtung, die die vom Bildsensor kommenden spektral gewichteten Pixelsignale zu einem praktikablen Vollfarbsignal am Ausgang des Farbsignalerzeugers verarbeitet.

## Dabei zeigen

- Fig. la: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'ipp<sup>+</sup>Detektors, dargestellt in der yz-Ebene,
- Fig. 1b: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'ipp<sup>+</sup>Detektors, dargestellt in der xy-Ebene,
- Fig. 2a: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'nipp<sup>+</sup>-Detektors, dargestellt in der yz-Ebene,
- Fig. 2b: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'nipp<sup>+</sup>-Detektors, dargestellt in der xy-Ebene,
- Fig. 3a: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'nip\*pp<sup>+</sup>-Detektors, dargestellt in der yz-Ebene,
- Fig. 3b: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines ni'nip\*pp\*-Detektors, dargestellt in der xy-Ebene,

Fig. 4: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines pi'ipDetektors, dargestellt in der yz-Ebene,

- Fig. 5: einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen optischen Sensor unter Verwendung eines pi'ip n+-Detektors, dargestellt in der xy-Ebene,
- Fig. 6: ein Blockschaltbild für den Aufbau einer erfindungsgemäßen Farbsignalvorrichtung,
- Fig. 7: eine Darstellung des zeitabhängigen

  Kapazitätsverlaufs einer einem CCD-Bildpunkt

  zugeordneten Inversionsschicht unter

  Beleuchtung,
- Fig. 8a: den Verlauf des Stromes i<sub>mess</sub> (vgl. Fig. 6) bei verschiedenfarbiger Beleuchtung und eingestellter Rotempfindlichkeit,
- Fig. 8b: den Verlauf des Stromes i<sub>mess</sub> (vgl. Fig. 6) bei verschiedenfarbiger Beleuchtung und eingestellter Rotempfindlichkeit in vergrößerter Darstellung,
- Fig. 9a: den Verlauf des Stromes i<sub>mess</sub> (vgl. Fig. 6) bei verschiedenfarbiger Beleuchtung und eingestellter Blauempfindlichkeit,
- Fig. 9b: den Verlauf des Stromes i<sub>mess</sub> (vgl. Fig. 6) bei verschiedenfarbiger Beleuchtung und eingestellter Blauempfindlichkeit in vergrößerter Darstellung.

Fig. la, 1b zeigt je einen Querschnitt durch einen erfindungsgemäßen Sensor unter Verwendung einer eine ni'i-Detektorstruktur 02, 03, 04, die in Verbindung mit dem Substrat 05, 06 des CCD-Bauelementes einen ni'ipp'-Farbdetektor bildet. Diese besteht aus einer Schichtenfolge, welche aus zwei i-Schichten mit unterschiedlichem Bandabstand und einer dotierten Schicht gebildet werden, die über eine TCO-Schicht kontaktiert wird. Die Eigenschaften der beiden i-Schichten sind derart zu wählen, daß die Schicht mit dem höheren Bandabstand (i'-Schicht) der Lichteinfallseite zugewandt liegt und die Schicht mit dem geringeren Bandabstand (i-Schicht) der Lichteinfallseite abgewandt liegt. Die iund i'-Schichten können z. B. aus hydrogenisierten amorphem Silizium (a-Si:H) oder dessen Legierungen bestehen. Dabei kann in der i-Schicht reines a-Si:H verwendet werden, während die i'-Schicht z. B. mit Kohlenstoff versetzt wird, so daß deren Bandabstand angehoben wird. Ebenso kann die i'-Schicht aus reinem a-Si:H bestehen, während die i-Schicht z. B. mit Germanium versetzt wird, so daß deren Bandabstand im Vergleich zu dem der i'-Schicht vermindert wird. Auch beide Schichten können mit geeigneten Materialien legiert sein. Fig. la zeigt den Aufbau eines derartigen Farbbildsensors in der yz-Ebene; der gleiche Bildsensor in der xy-Ebene ist in Fig. 1b zu sehen. Die Kontaktierung des Substrates 05 und somit der Detektorstruktur 02, 03, 04 geschieht vorzugsweise über die bei Bildsensoren in Ladungsverschiebetechnik üblichen Kanalbegrenzer 06, die entlang des Ladungstransportpfades 12 verlaufen. Als Alternative ist jedoch auch ein separater Substratanschluß möglich. Die Funktionsweise des Farbbildsensors beruht darauf, daß das CCD-Bauelement zum einen als Ladungstransportsystem fungiert. Andererseits

wird in dessen Substrat 05 auch langwelliges Licht absorbiert, wodurch es zur Generation von Ladungsträgern kommt, die in der Inversionszone 08 gesammelt werden. Das Substrat 05 ist somit Teil des Detektors selbst.

Die Detektorstruktur kann gemäß Fig. 2a, 2b bzw. 3a, 3b durch Einführung zusätzlicher dotierter Schichten zwischen den beiden i-Schichten 03, 04 bzw. zwischen der der Lichteinfallsrichtung 11 abgewandten i-Schicht 04 und dem Substrat 05 derart optimiert werden, daß die Farbselektivität an einen gewünschten Wertebereich der Vorspannung U<sub>F</sub> 09 angepaßt werden kann. Dabei kann mit dem Dotierungstyp, der Dotierungshöhe und der Dicke der Schichten ein für eine optimale Farbtrennung erforderliches Profil der elektrischen Feldstärke in den beiden i-Schichten 03, 04 und im Substrat 05 eingestellt werden. Die zwischen der der Lichteinfallseite 11 abgewandten i-Schicht 04 und dem Substrat 05 eingeführte dotierte Schicht 14 kann dabei sowohl Bestandteil des Substrats 05 sein, also z. B. aus kristallinem Silizium bestehen, als auch Bestandteil der aufgebrachten Detektorstruktur, also z. B. aus a-Si:H bestehen. Eine weitere Ausführungsform besteht darin, daß zwischen der der Lichteinfallseite 11 abgewandten i-Schicht 04 und dem Substrat 05 eine i\*-Schicht eingeführt wird, deren Bandabstand der niedrigste der drei i-Schichten ist. Auf diese Weise kann erreicht werden, daß der überwiegende Teil des einfallenden Lichtes im Detektorsystem absorbiert wird, so daß die Ladungsverschiebestruktur nur noch dem Transport der Ladungsträger dient. Ebenso kann auf diese Weise eine Struktur erzeugt werden, welche mehr als drei Spektralbereiche selektieren kann. Alle vorgenannten Strukturen können zum Zwecke der Einstellung von Feldstärkeprofilen mit dotierten Schichten zwischen

den einzelnen i-Schichten und der untersten i-Schicht und dem Substrat 05 versehen werden. Des weiteren können andere als die dargestellten Dotierprofile verwendet werden, so z. B. auch pi'ipp<sup>+</sup>- oder ni'inn<sup>+</sup>- oder daraus abgeleitete Strukturen.

Anhand des in Fig. 1a, 1b dargestellten Ausführungsbeispiels bei dem ein ni'i-Detektor 02, 03, 04 aus amorphem Silizium auf der der Lichteinfallsrichtung zugewandten Seite eines CCD-Sensors, welches ein pdotiertes Substrat 05 besitzt, aufgebracht ist, wird im folgenden die Funktionsweise des Sensors näher beschrieben. Der Detektor selbst wird auf der Lichteinfallsseite 11 über eine TCO-Schicht 01 mit einer Steuerspannung U<sub>F</sub> 09 beaufschlagt, mit der die Farbempfindlichkeit eingestellt wird. Der entgegengesetzte Kontakt wird durch p<sup>+</sup>- dotierte Kanalbegrenzer 06 einer Zeile des CCD-Bauelementes gebildet. Bei dieser Anordnung hat das Substrat 05 des CCDs neben der Funktion als Ladungstransportsystem auch die Aufgabe, langwelliges Licht zu absorbieren. Fällt Licht auf die Detektorstruktur 02, 03, 04, 05 kommt es zur Generation von freien Ladungsträgern, von denen ein Teil aufgrund des vorhandenen elektrischen Feldes zwischen der TCO-Schicht 01 und den Kanalbegrenzer 06 zur Inversionszone 08 driftet bzw. diffundiert, wo er akkumuliert wird. Anschließend lassen sich diese Ladungspakete durch drei phasenverschobene Ansteuersignale  $\Phi_1$  bis  $\Phi_3$  10 zeilenförmig auslesen.

Verändert man die Spannung  $U_F$  09 derart, daß sich ein elektrisches Feld in der amorphen i-Schicht 04 mit dem geringeren Bandabstand aufbaut, so driften die dort infolge von Absorption von Licht mittlerer Wellenlänge

generierten und unter dem Einfluß des elektrischen Feldes getrennten Ladungsträger zur Inversionszone 08, wo sie wiederum gesammelt und anschließend seriell ausgelesen werden. Wird U<sub>F</sub> 09 weiter erhöht, baut sich schließlich ein elektrisches Feld in der i'-Schicht 03 mit dem höheren Bandabstand auf, wo kurzwelliges Licht absorbiert wird. Die dort generierten Ladungsträger driften durch die untere i-Schicht 04 ebenfalls zur Inversionszone 08, wo sie auf die gleiche Weise ausgelesen werden. Mithin handelt es sich bei den Ladungsträgern, die in der der Lichteinfallseite 11 abgewandten Ladungsverschiebestruktur transportiert werden, um solche, die im Substrat 05 in Folge von Absorption langwelligen Lichtes (rot) generiert wurden, wenn die Detektorstruktur 02, 03, 04, 05 ohne Spannungsbeaufschlagung betrieben wird, bzw. mit einer solchen Vorspannung 09, die keine Injektion von Ladungsträgern in die Inversionszone 08 zuläßt. Bei geringer Vorspannung 09 werden zusätzlich die in der i-Schicht 04 durch die Absorption von Licht mittlerer Wellenlänge (grün) generierten Ladungsträger in die Inversionszone 08 der Ladungsverschiebestruktur injiziert und dort transportiert. Bei einer weiteren Erhöhung der Vorspannung 09 werden schließlich auch die infolge der Absorption kurzwelligen Lichtes (blau) in der i'-Schicht 03 generierten Ladungsträger in die Inversionszone 08 injiziert. Mithin können z. B. in der Ausführungsform als flächenhafter Sensor mit matrixförmig angeordneten Transportelektroden durch Umschalten der Vorspannung 09 Bilder detektiert werden, die nur den Rotanteil der auftreffenden Beleuchtung enthalten oder Bilder, die den Rotanteil plus den Grünanteil enthalten oder Bilder, die den Rotanteil plus den Grünanteil plus den Blauanteil enthalten. Durch zyklisches Umschalten der

Empfindlichkeit nach Aufzeichnung und Auslese der Einzelbilder läßt sich auf diese Weise ein komplettes Farbbild gewinnen.

Fig. 4 zeigt eine zu Fig. 1a komplementäre
Ausführungsmöglichkeit. Die dort n-dotierte der
Lichteinfallsseite zugewandte Schicht aus amorphem
Silizium 02 ist durch eine p-a-Si:H-Schicht 30 ersetzt,
und die kanalbegrenzenden p<sup>+</sup>-Diffusionen 06 sind
entfallen. Die Funktionsweise ist jedoch prinzipiell
gleich geblieben. Ladungsträger aus der amorphen
Mehrschichtstruktur 30, 03, 04 werden in der
Inversionzone 08 gesammelt und durch Anlegen geeigneter
Takte 10 ausgelesen.

Fig. 5 zeigt eine weitere Realisierungsmöglichkeit eines erfindungsgemäßen Sensors. Die vom Dünnschichtsystem 30, 03, 04 kommenden Ladungsträger werden in der Hauptsache in der n<sup>+</sup>-Diffusion **31** gesammelt. Zum Auslesen der Ladungen wird die in der Sammeldiffusion 31 integrierte Ladung durch Anlegen eines Transfersignals 33 an das Transfergate 32 über die sich unter der Transferelektrode 32 gebildete Inversionsschicht in die CCD-Speicherzelle 08 überführt, wo sie mit Hilfe des CCD-Ladungstransportsystems 10 weitertransportiert werden kann. Anstelle der CCD-Speicherzelle kann auch eine zusätzliche Auslesediffusion verwendet werden, zu der die in der Sammeldiffusion angesammelten Ladungsträger durch die unter dem Transfergate gebildete Inversionsschicht gelangen und von der sie über einen Kontakt ausgelesen werden können. In diesem Fall kann wegen der in der Regel geringeren Kapazität der Auslesediffusion im Vergleich zur Sammeldiffusion eine Verstärkung in bezug auf das Spannungssignal erzielt werden.

Die prinzipielle Funktion der Grundstruktur läßt sich anhand einer Messung demonstrieren, welche an einer Struktur auf der Basis der in Fig. 1a, 1b dargestellten Detektoranordnung vorgenommen worden ist, die sich der Lichteinfallsrichtung zugewandt auf einem Halbleitersubstrat befindet, welches auf der der Lichteinfallsrichtung abgewandten Seite eine MOS-Struktur (MOS = Metal Oxide Semiconductor) enthält, wie sie üblicherweise bei CCD-Sensoren verwendet wird. Die farbselektive Detektorstruktur ist dabei so ausgeführt, daß sie eine spektrale Selektivität zwischen Rot und Blau aufweist. Die der Messung zugrundeliegende Prinzipschaltung ist in Fig. 6 skizziert.

Fig. 6 zeigt eine mögiche Realisierung einer erfindungsgemäßen Farbsignalerzeugungsvorrichtung. Dicke Pfeile symbolisieren jeweils eine unspezifizierte Anzahl Digitalsignale, während dünne Pfeile jeweils ein Analogsignal darstellen.

Der symbolisch dargestellte Bildsensor 40 mit den erfindungsgemäßen Farbpixeln 41 wird von den Taktsignalen 42 der Steuervorrichtung 43 derart angesteuert, daß alle Bildpunkte während einer Integrationsphase die gleiche Farbempfindlichkeit besitzen, in diesem Beispiel erst für Rot, dann für Grün und dann für Blau. Das in der ersten Integrationsphase erzeugte Rotbild wird nach Beendigung der Integrationsphase am Bildsensorausgang 44 zur Verfügung gestellt von der Vorstufe 45 vorverarbeitet, vom Analog-Digitalwandler 46 zu Digitalsignalen 47 digitalisiert und in einem Speicher 48 für das Rotbild abgelegt.

Das in der darauffolgenden Integrationsphase erzeugte Grünbild wird nach Beendigung derselben über denselben Signalweg 44, 45, 46, 47 digitalisiert und in einem zweiten Speicher 49 abgelegt. Ebenso erfolgt eine Speicherung des Blaubildes in dem dritten Speicher 50.

Danach erfolgt wieder die Erzeugung und Speicherung eines neuen Rotbildes, das das alte Rotbild im Speicher 48 ersetzt und so weiter. Die Verarbeitungsstufen 45, 46 und Digitalspeicher 48, 49, 50 werden dabei von der Steuerung 43 mit geeigneten Signalen 51, 52, 53, 54, 55 angesteuert. In den Farbsignalspeichern 48, 49 und 50 stehen so zu jedem Zeitpunkt alle drei Farbteilbilder vollständig zur Verfügung.

Zur Erzeugung eines Vollfarbbildes werden die gespeicherten Pixelfarbwerte sequentiell ausgelesen 56, 57, 58 von den Digital-Analogwandlern 59, 60, 61 in die Analogsignale Rotsignal 62, Grünsignal 63 und Blausignal 64 gewandelt und vom Farbsignalmischer 65 derart zusammengemischt, daß an dessen Ausgang 66 ein vollständiges Farbsignal zur Verfügung steht, das von nachfolgenden Stufen weiterverarbeitet werden kann. Eine geeignete Signalform stellt beispielsweise das bekannte und genormte FBAS-Signal dar, in dem Helligkeit-, Farbund Synchronisationssignale zusammengemischt sind.

Die Speicher 48, 49, 50 Wandler 59, 60, 61 und der Mischer 65 werden dazu von der Steuerung 43 mit geeigneten Signalen 53, 54, 55, 67, 68 versorgt. Die oben genannten Komponenten zur Farbsignalerzeugung können dabei mit dem Bildsensor 40 auf demselben Chipsubstrat realisiert werden oder auf einem Hybridsubstrat oder Platine.

- 19 -

Die Meßgröße besteht im Verschiebungsstrom 17 durch die bei jedem CCD-Sensorpixel enthaltene MOS-Struktur 15. Dazu wird diese mit Hilfe eines Impulsgenerators 16 von der Akkumulation in die tiefe Inversion gesteuert und der daraus resultierende Strom 17 über den Spannungsabfall eines Widerstandes 18 ermittelt. Das gesamte Meßsystem bildet somit ein RC-Glied. Die Kapazität 15 der MOS-Struktur verändert sich während einer solchen Ansteuerung zum einen beim Übergang von der Akkumulation in die tiefe Inversion wie auch, was im folgenden entscheidend ist, bei der anschließenden Ladungsträgeransammlung in der sich ausbildenden Inversionszone. Der prinzipielle Kapazitätsverlauf 20 ist in Fig. 7 dargestellt. Nach dem Umschalten von der Akkumulation 21 in die tiefe Inversion 22 werden zwischen den Zeiten  $t_1 = 0$  und  $t_2 = t_1$ Ladungsträger in der Inversionszone gesammelt und aufintegriert. Je mehr Ladungsträger generiert bzw. von der Detektorstruktur injiziert werden, d. h. je größer die Beleuchtungsstärke ist, desto kürzer wird die Zeit t1. Im oben beschriebenen Meßaufbau wirkt sich dieser Sachverhalt auf die Abfallzeit des zu messenden Stromes 17 aus.

Die Fig. 8a, b und 9a, b zeigen den gemessenen Stromverlauf 17 vom Zeitpunkt der tiefen Inversion an. Im Falle der Fig. 8a, b ist die Struktur mit einer Spannung derart beaufschlagt, daß die vorrangig infolge von Absorption langwelligen Lichtes generierten Ladungsträger das Zeitintervall t<sub>1</sub> verkürzen. Bei einer Beleuchtung mit Licht einer Wellenlänge 492nm, also kurzwelligem Licht, ist der Einfluß auf den Stromverlauf gegenüber dem Fall ohne Beleuchtung gering, während er bei einer Beleuchtung mit einer Wellenlänge 650nm ausgeprägt ist. Der Detektor ist mithin vorrangig rotempfindlich. Für die Messungen

nach Fig. 9a, b wurde die Meßstruktur so mit Spannung beaufschlagt, daß der Detektor rot- und blauempfindlich ist. Aus Fig. 9a, b ist ersichtlich, daß nunmehr sowohl eine Beleuchtung mit Licht einer Wellenlänge von 492nm wie auch eine Beleuchtung mit Licht einer Wellenlänge von 650nm die Abfallflanke des Stromes signifikant beeinflussen. Der Blauanteil läßt sich mithin durch Vergleich der beiden Messungen ermitteln.

WO 98/22982 PCT/EP97/06380

- 21 -

## Patentansprüche

1. Optischer Sensor bestehend aus einer Anordnung von Bildpunkteinheiten (Pixel), wobei jede Bildpunkteinheit einen optoelektronischen Wandler zum Umwandeln der einfallenden Strahlung (11) in eine intensitäts- und wellenlängenabhängige Ladungsmenge sowie eine Speichervorrichtung (8) für die Ladungsmenge und eine Transportvorrichtung (12) für Ladungsmengenpakete umfaßt, und bestehend aus einer die Steuersignale für alle Bildpunkteinheiten bereitstellenden Steuervorrichtung sowie eine Auslesesteuereinrichtung für das Auslesen der abgespeicherten Ladungsmengen, wobei aus den bildpunkteinheitsbezogenen Meßwerten das auf den Sensor eingestrahlte Bild zusammensetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Bildpunkteinheit in Lichteinfallsrichtung mindestens eine Halbleiterschicht (2, 3, 4) vorgeordnet ist, an die eine externe elektrische Spannung (9) anlegbar ist, wobei die Absorptions- und/oder Sammeleigenschaften der mindestens einen Halbleiterschicht (2, 3, 4) derart variabel sind, daß für unterschiedliche von außen an das Bauelement angelegte elektrische Spannungen (9) Ladungsträger, welche durch Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge generiert werden, gesammelt werden.

2. Optischer Sensor nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß er aus
mindestens zwei Teilschichten unterschiedlicher
Absorptionseigenschaften und/oder Sammellänge für
photogenerierte Ladungsträger aufgebaut ist, derart, daß
in der in Lichteinfallsrichtung vorgeordneten Teilschicht

vermehrt Ladungsträger aufgrund kurzwelliger und in der in Lichteinfallsrichtung nachgeordneten Teilschicht vermehrt Ladungsträger aufgrund langwelliger Lichteinstrahlung gesammelt werden.

- 3. Optischer Sensor nach Anspruch 1 oder 2, dad urch gekennzeichnet, daß eine Auswerteelektronik (45-66, Fig. 6) vorgesehen ist derart, daß die zu unterschiedlicher spektraler Einstrahlung gehörigen Signalladungen farbselektiv auswertbar sind.
- 4. Optischer Sensor nach Anspruch 2,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß die
  erste Teilschicht durch eine halbleitende Schicht (2, 3,
  4) und die zweite Teilschicht durch das Substrat (5) des
  Sensors gebildet ist.
- 5. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß die unterschiedlichen Sammellängen in den Teilschichten durch unterschiedliche Dielektrizitätskonstanten hervorgerufen werden.
- 6. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, da

dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens einer der Teilschichten ein erhöhtes bzw. ein verringertes  $\mu$ -Tau-Produkt vorgesehen ist.

WO 98/22982 PCT/EP97/06380

- 23 -

7. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum Transport der Signalladungen auf der der Lichteinfallsrichtung zugewandten Seite angeordnet ist.

8. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum Transport der Signalladungen auf der der Lichteinfallsrichtung abgewandten Seite angeordnet ist.

9. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor ein flächiger Sensor ist.

10. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor ein Zeilensensor ist.

11. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß das aufgebrachte Halbleitermaterial sich auf der der Lichteinfallsrichtung zugewandten Seite befindet.

12. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daß das aufgebrachte Halbleitermaterial sich auf der der Lichteinfallsrichtung abgewandten Seite befindet.

13. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß das zusätzliche Halbleitermaterial ein Mehrschichtsystem aus amorphem Silizium und dessen Legierungen, bestehend aus einer Abfolge von dotierten und undotierten Schichten, enthält.

14. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung zur Steuerung der spektralen Empfindlichkeit zwischen einer Elektrode, welche Teil des optoelektronischen Wandlers ist, und dem Halbleitersubstrat angelegt wird.

15. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

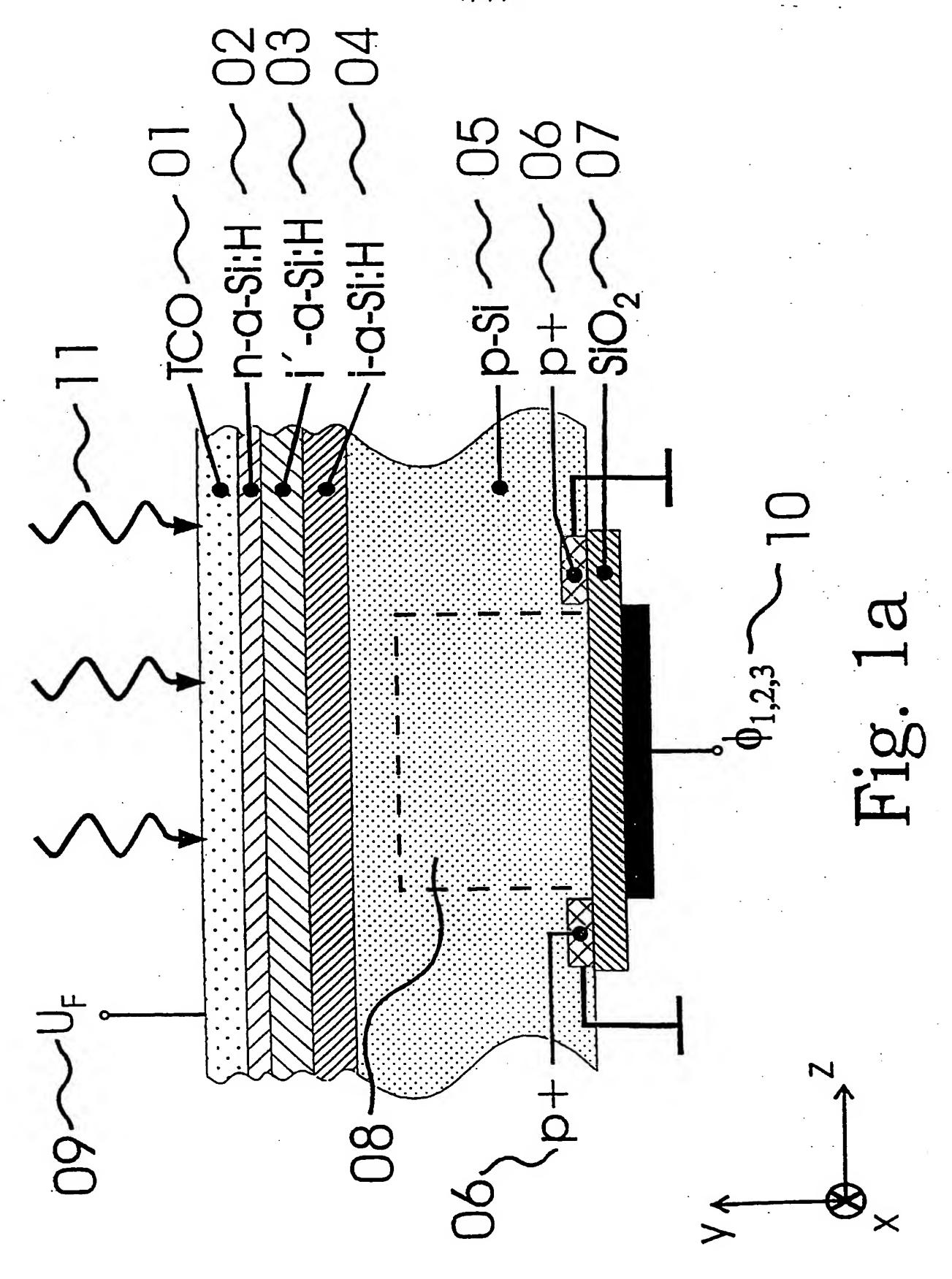
dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung zur Steuerung der spektralen Empfindlichkeit zwischen einer Elektrode, welche Teil des optoelektronischen Wandlers ist, und einer vom Halbleitersubstrat isolierten Elektrode angelegt wird.

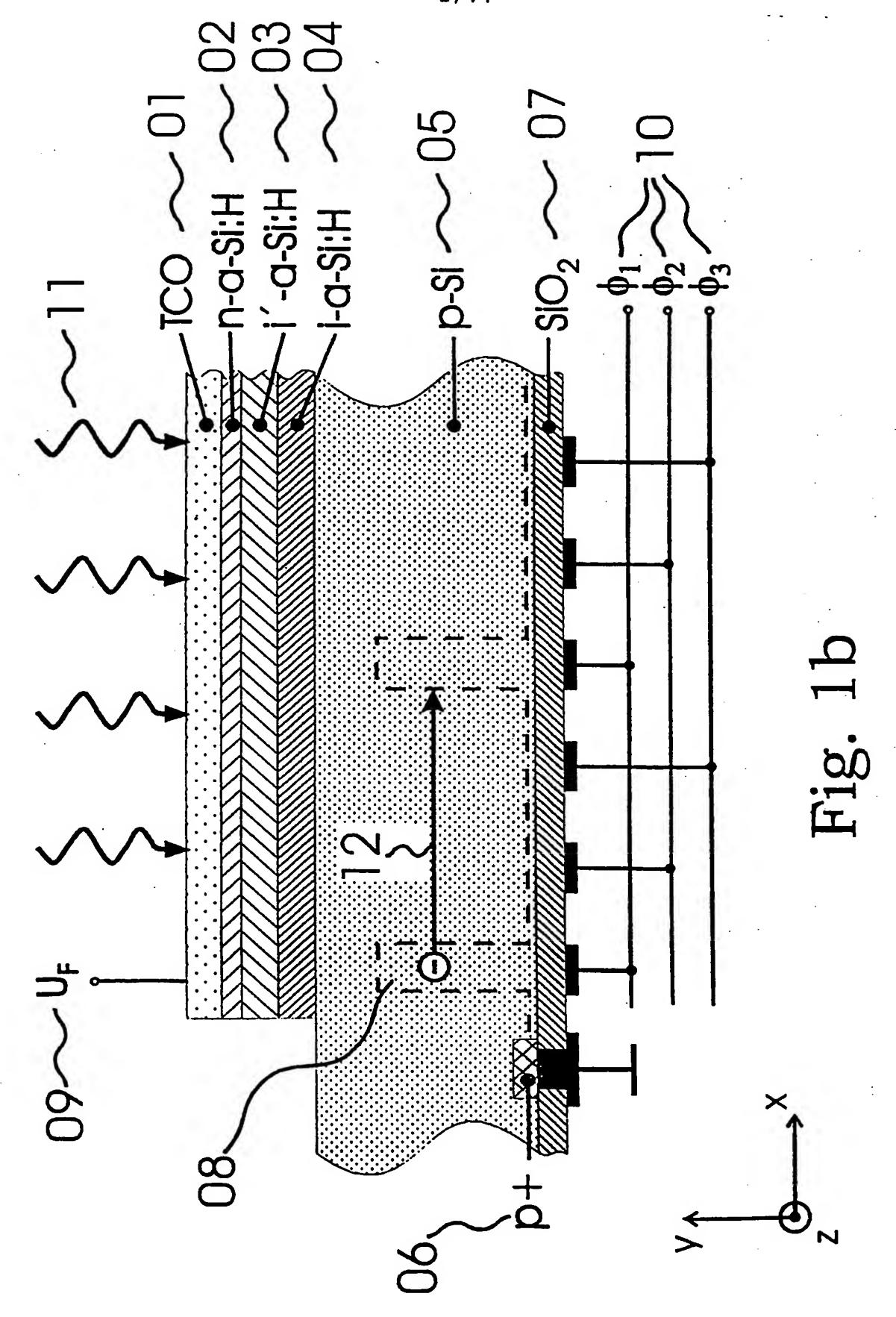
16. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die spektrale Empfindlichkeit der optoelektronischen Wandler in einer Meßperiodendauer für alle Bildpunkteinheiten gleich ist.

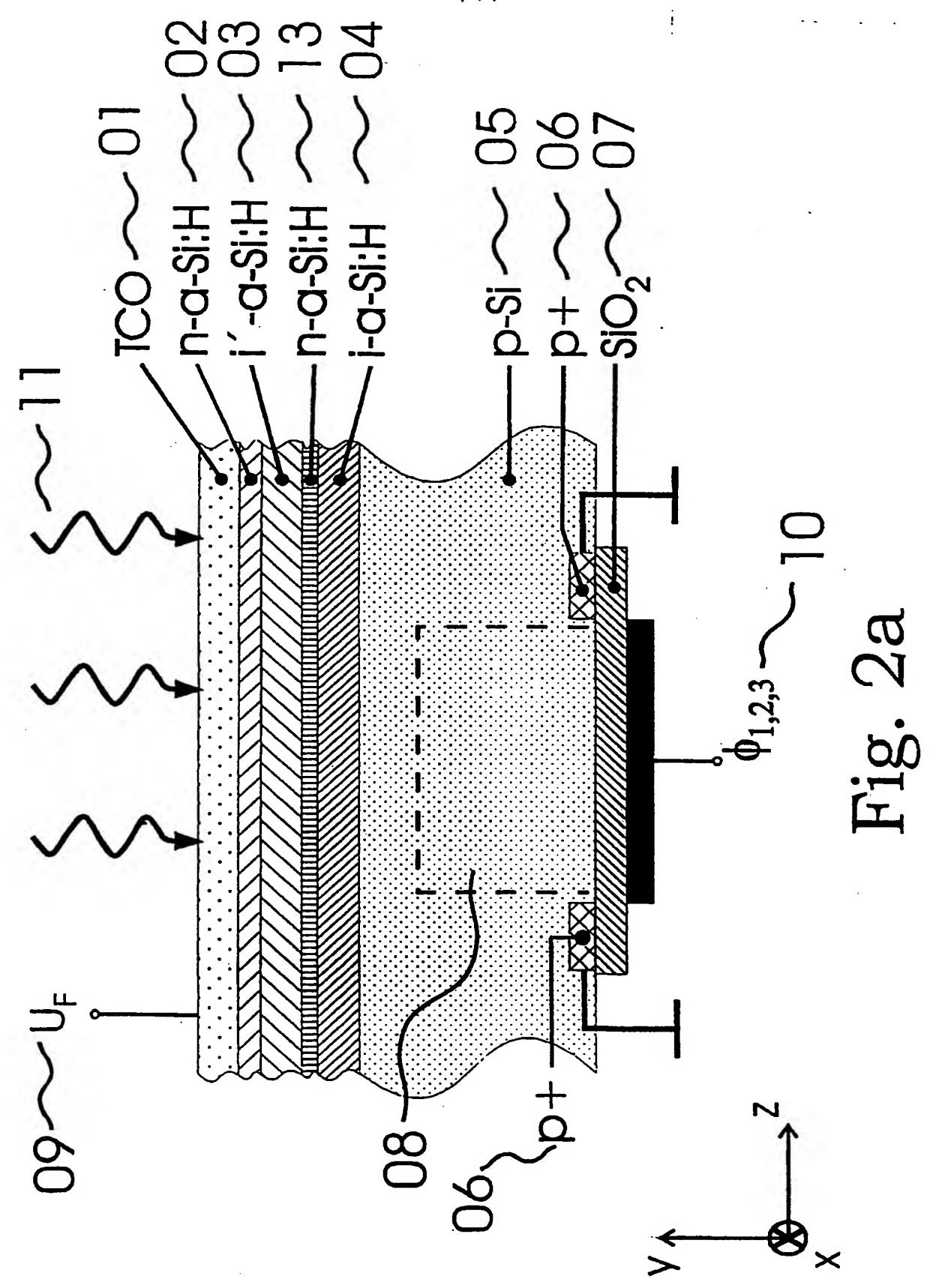
- 25 -

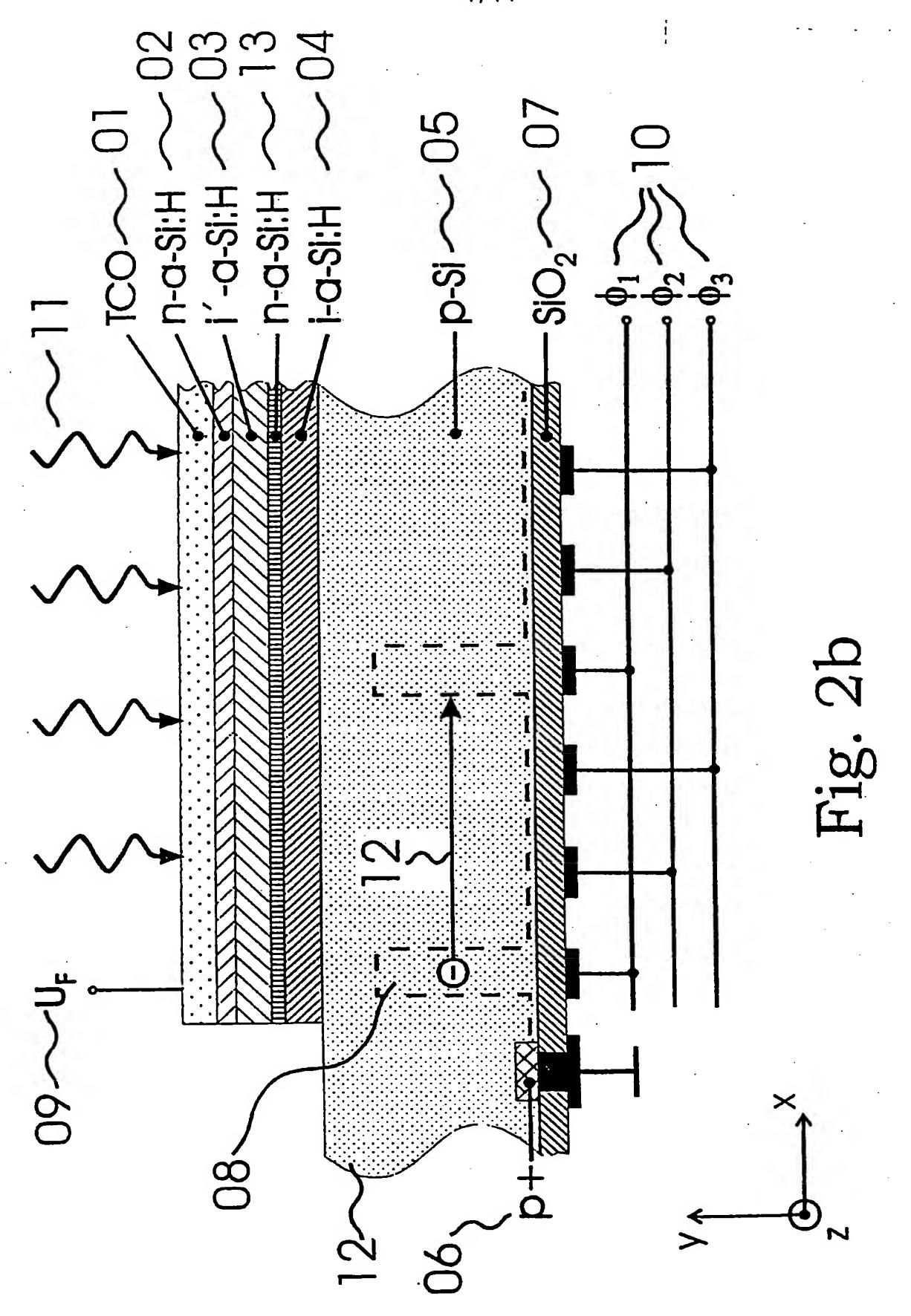
- 17. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 15,
- dadurch gekennzeichnet, daß die spektrale Empfindlichkeit der optoelektronischen Wandler in einer Meßperiodendauer für Zeilen von Bildpunkteinheiten gleich ist.
- 18. Optischer Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 15,
- dadurch gekennzeichnet, daß die spektrale Empfindlichkeit der optoelektronischen Wandler in einer Meßperiodendauer für beliebige Bereiche von Bildpunkteinheiten gleich ist.
- 19. Auswertesystem für einen optischen Sensor nach einem der vorgenannten Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß die spektralgewichteten Sensorausgangssignale durch eine Farbsignalerzeugungsvorrichtung weiterverarbeitet werden.

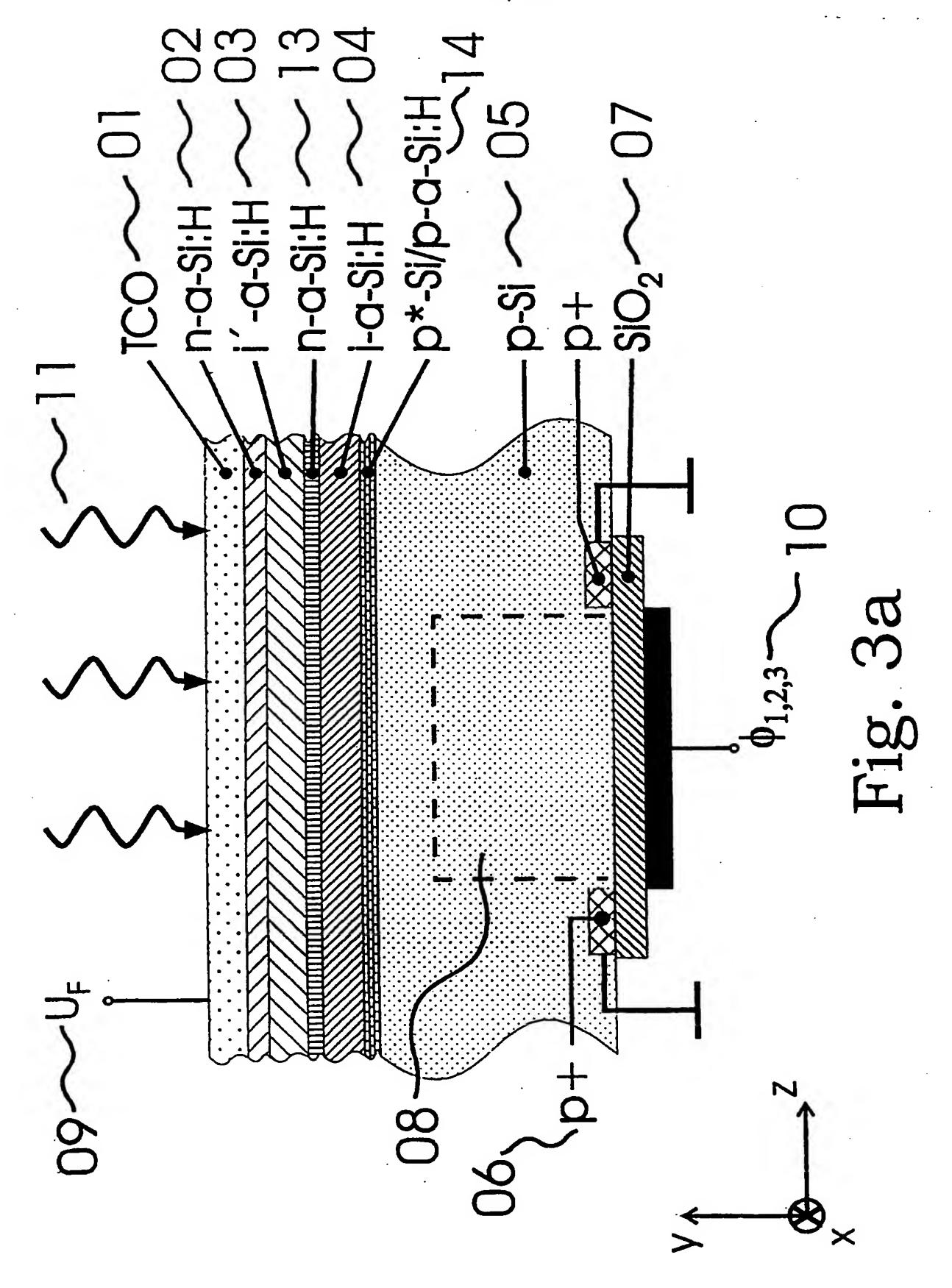


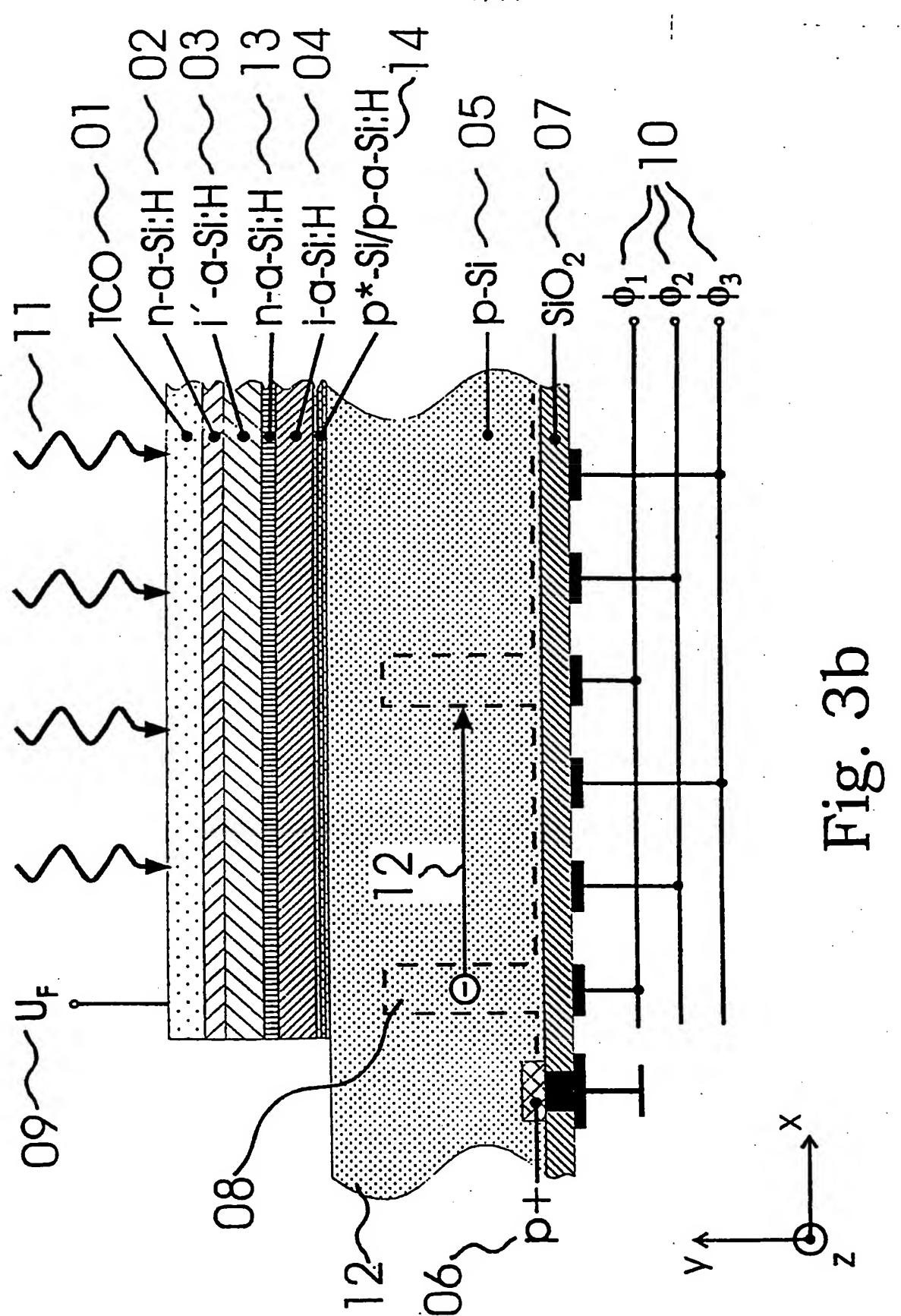


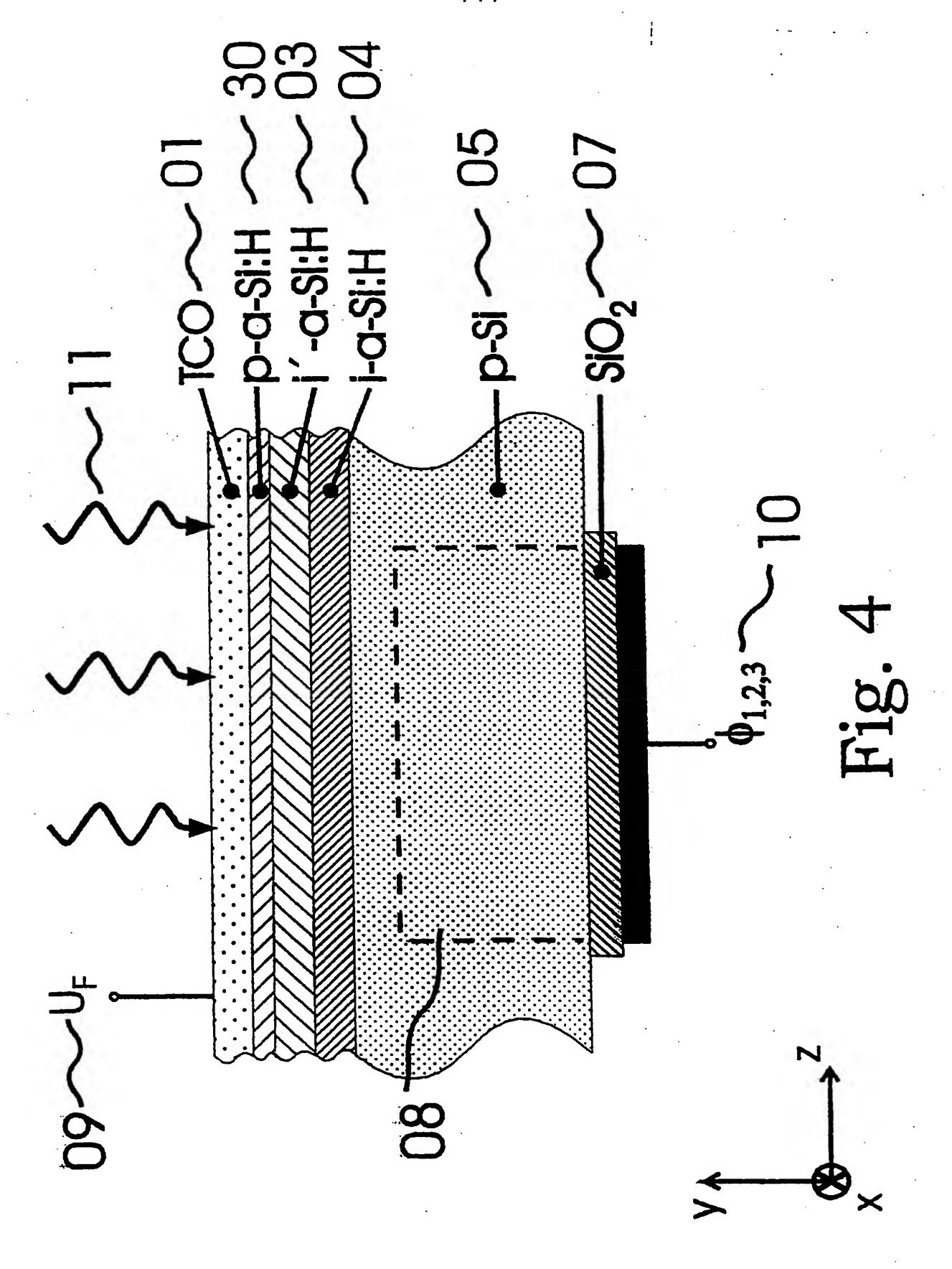
3/14

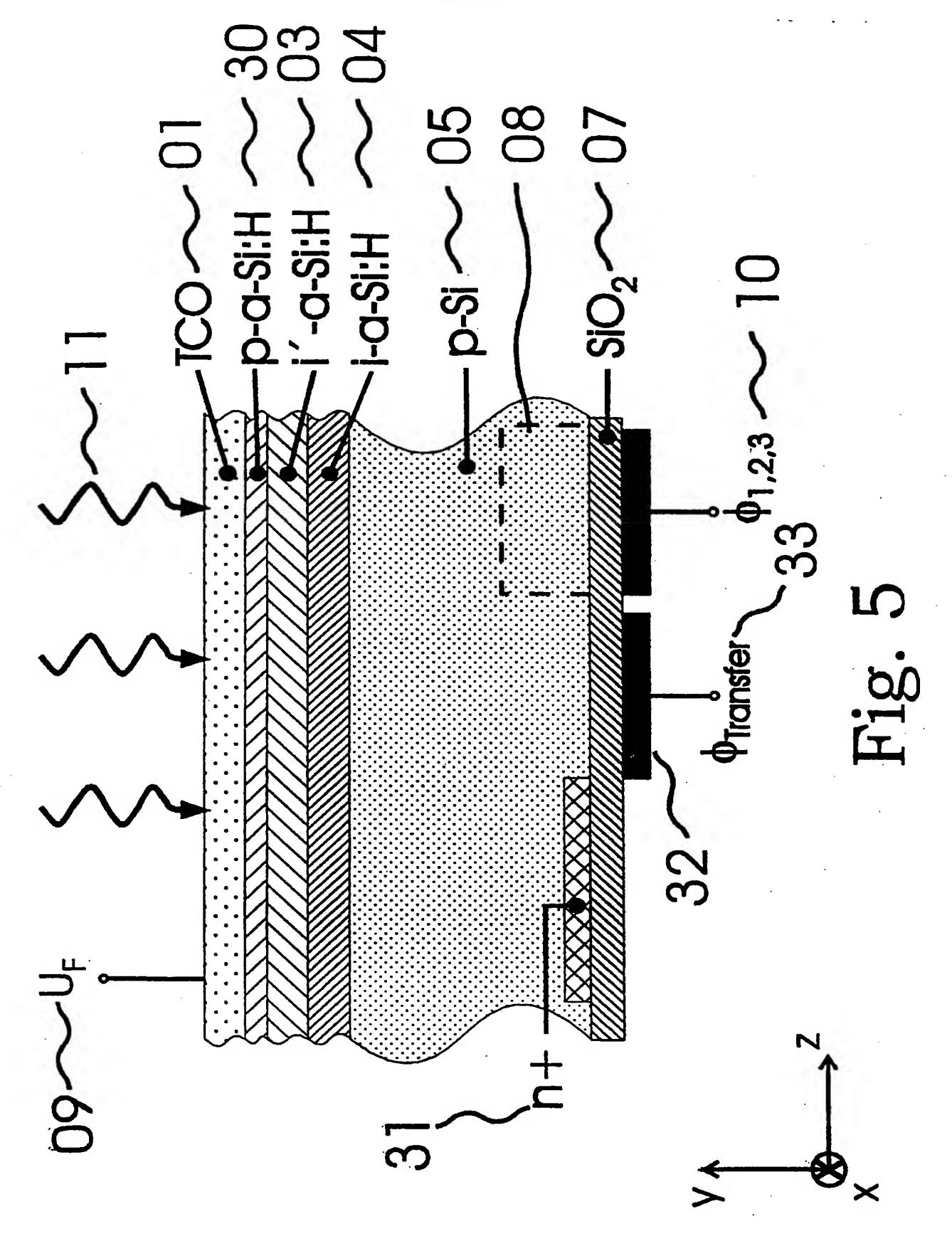


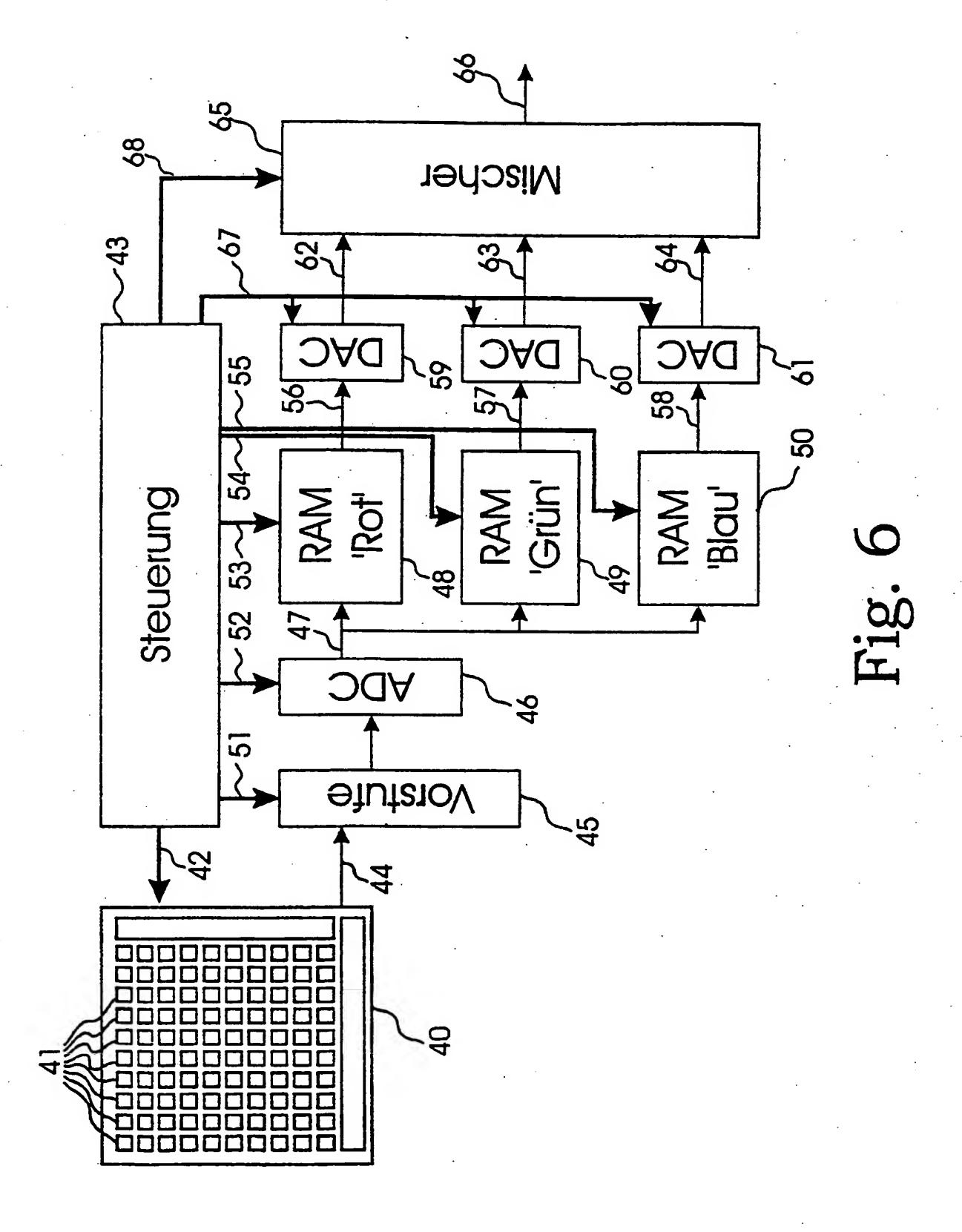




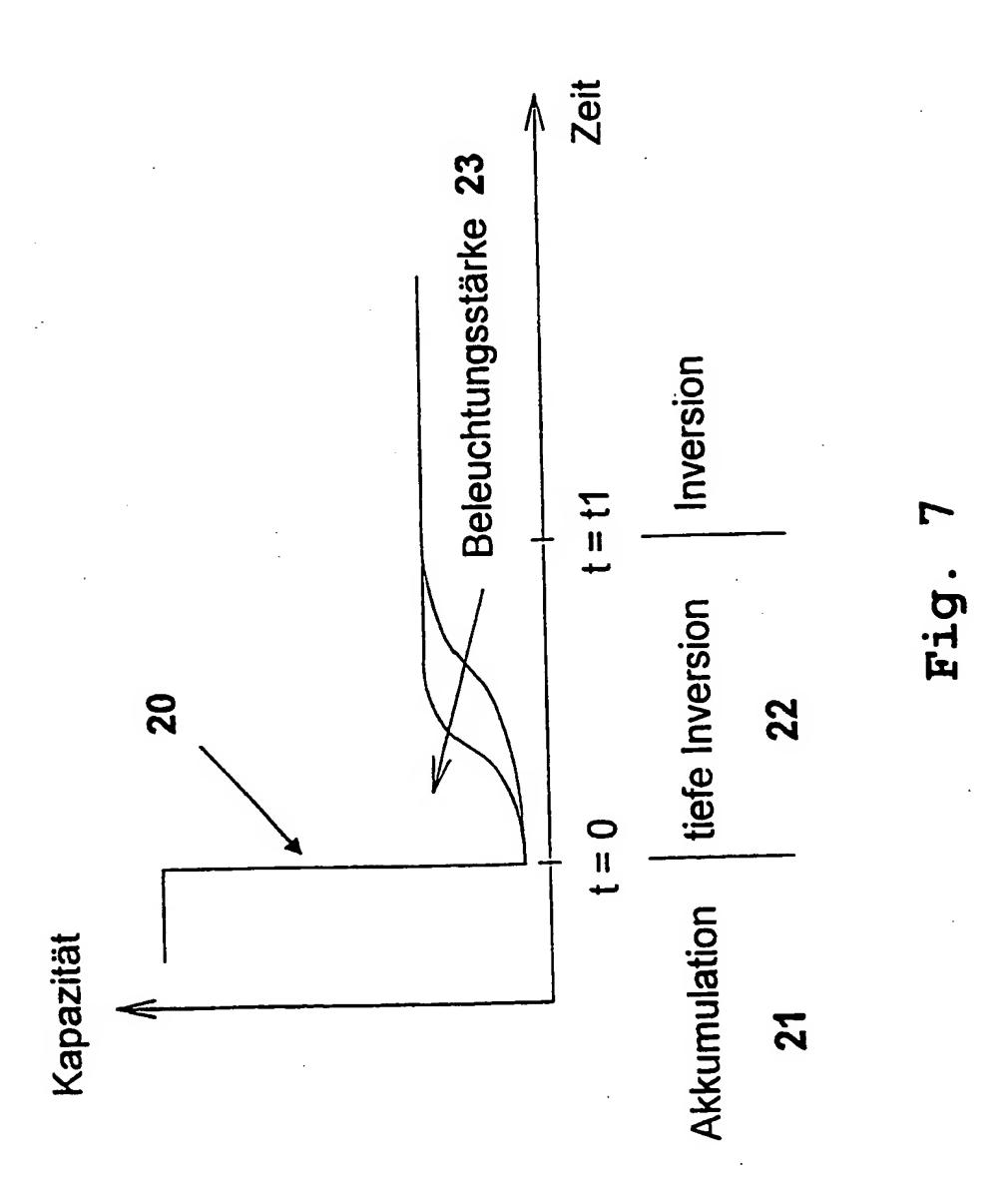








10/14



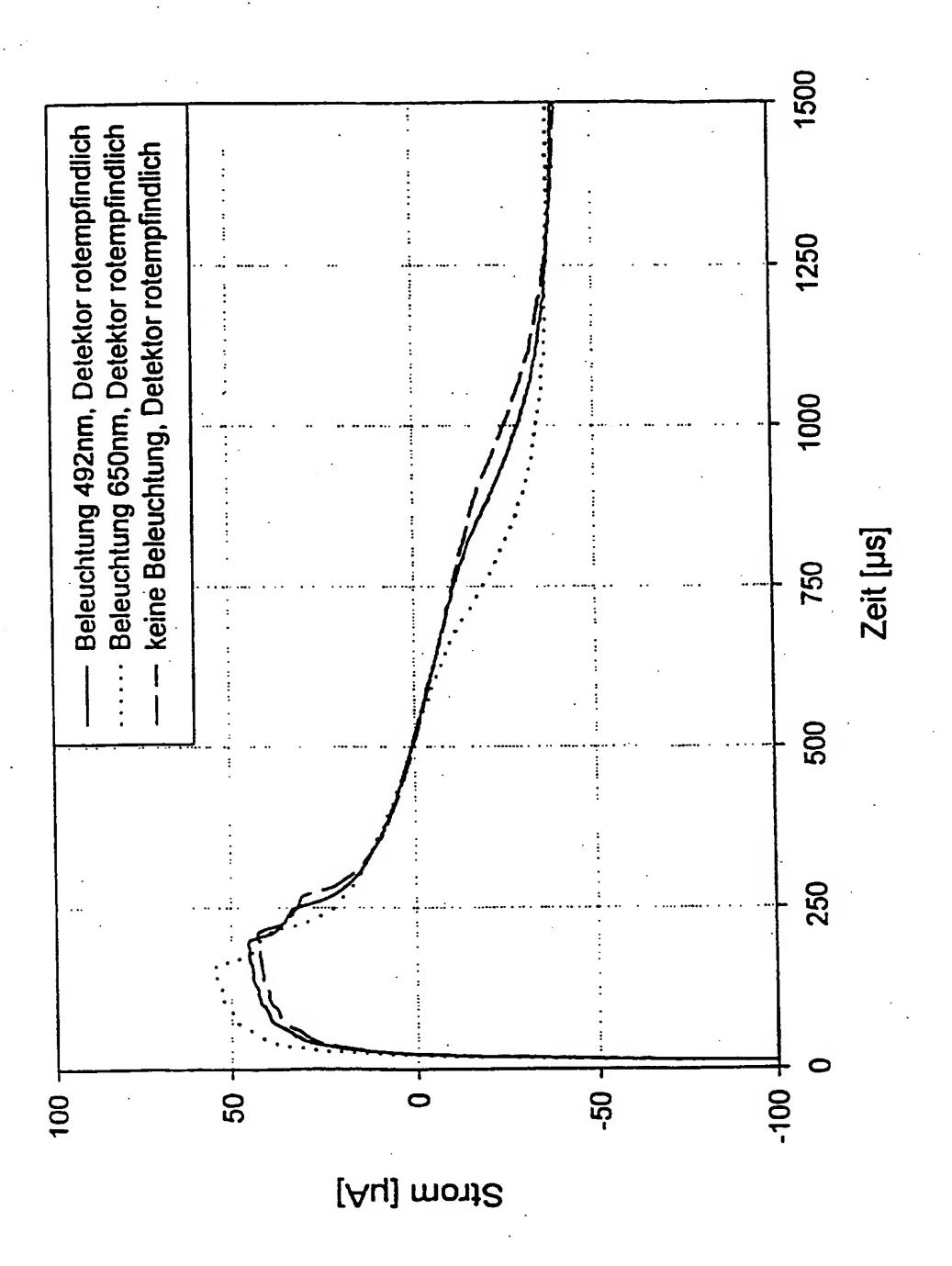


Fig. 8a

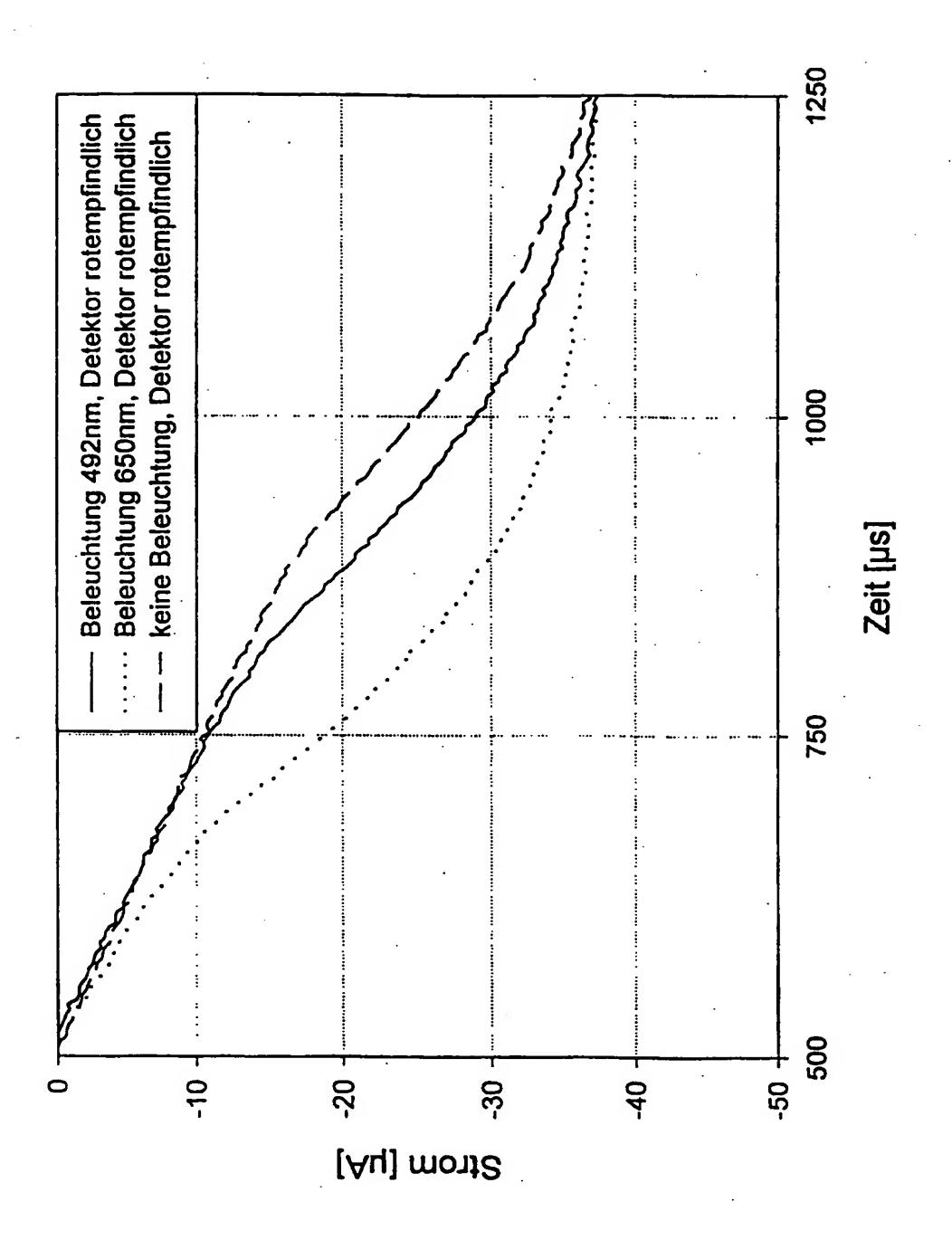
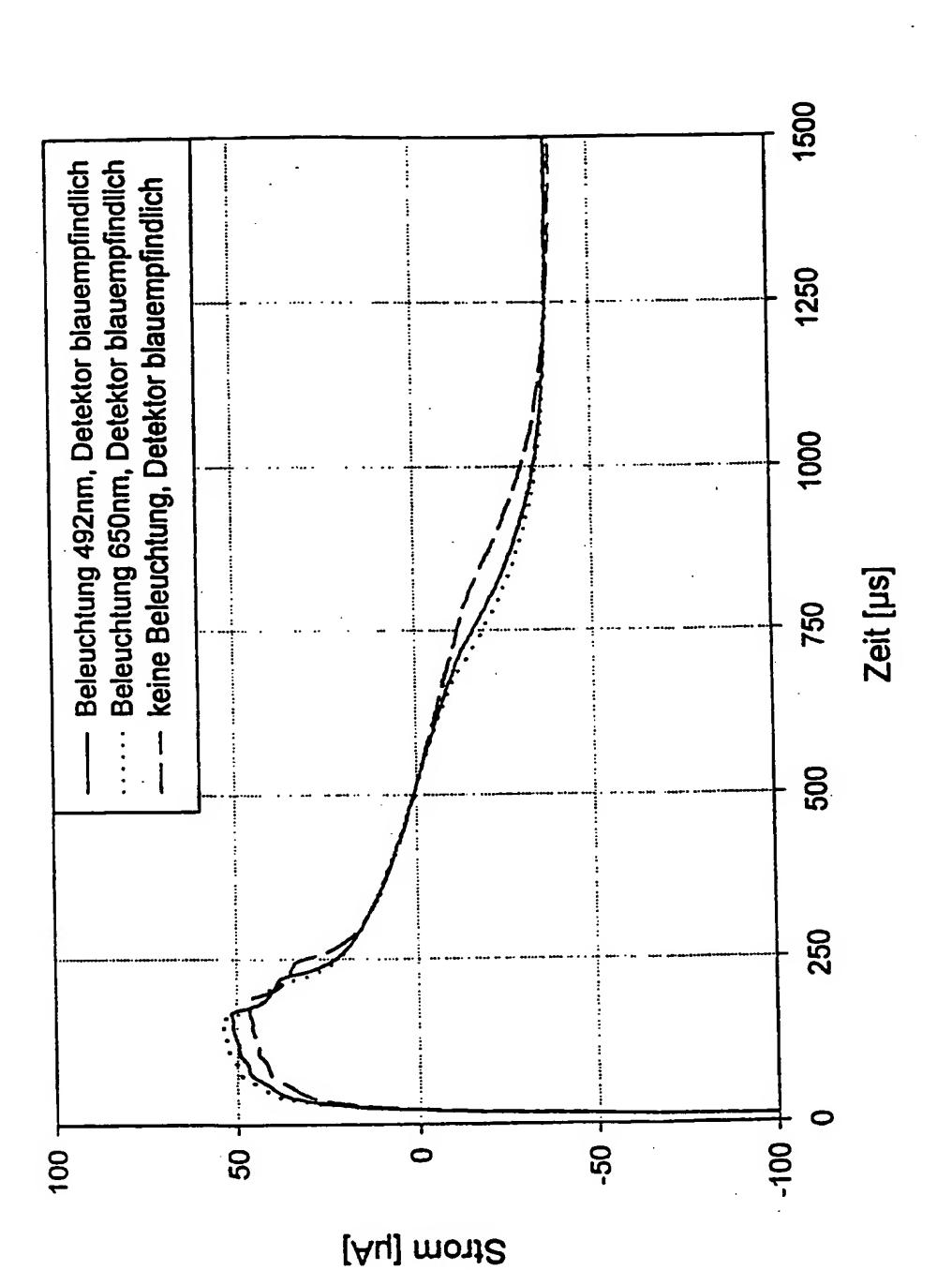
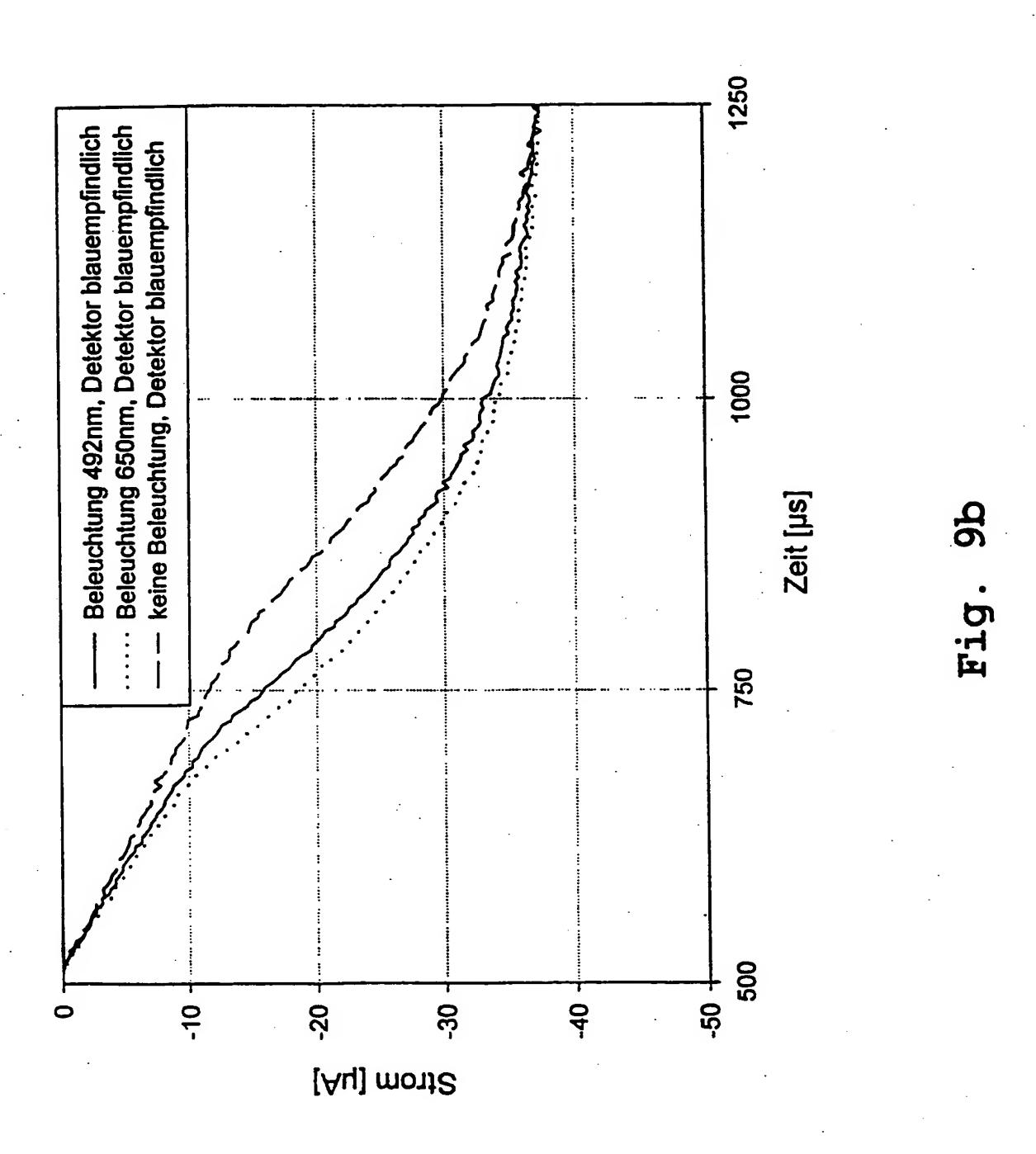


Fig. 8b



13/14

Fig. 9a



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intal Application No PCT/EP 97/06380

		1017	LI 377 00300
A CLASS IPC 6	H01L27/148		• • • •
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
	S SEARCHED		
IPC 6	locumentation searched (classification system followed by classification H01L	ion symbols)	•
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the	e fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search te	rms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
X	WO 87 07082 A (SANTA BARBARA RES 19 November 1987 see abstract; figures 1-4	CENTER)	1,2,7, 9-11,14, 15
	see page 8, line 30 - page 9, li see page 11, line 30 - page 12,	ne 22 11 <b>n</b> e 29	
Α	US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK CO September 1986	MPANY) 23	1-4, 7-12, 14-16
i	see abstract; figures 2-4 see column 2, line 15 - column 4 see column 5, line 39 - column 6	, line 41 , line 50	
A	EP 0 682 375 A (UNIV ROMA) 15 Nov 1995 see abstract; figures 1,2,5 see column 2, line 5 - column 3,		1,4,5,13
		-/	
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members a	re listed in annex.
"A" docume conside "E" earlier d	tegories of cited documents :  Int defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance ocument but published on or after the international	"T" later document published after or priority date and not in concited to understand the principle invention "X" document of particular relevants."	nflict with the application but iple or theory underlying the
which i citation	ate  nt which may throw doubts on priority claim(s) or  s cited to establish the publication date of another  or other special reason (as specified)  nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered novel of involve an invertive step who "Y" document of particular relevant cannot be considered to involve.	or cannot be considered to en the document is taken alone
other m P" docume:	neans Int published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination bei in the art.  "&" document member of the sam	ng obvious to a person skilled
Date of the a	ctual completion of theinternational search	Date of mailing of the internati	
17	April 1998 .	23/04/1998	
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Visscher, E	·

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. ..atlonal Application No
PCT/EP 97/06380

		PCT/EP 97/06380		
C.(Continue Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			
- mogory			Relevant to claim No.	
<b>A</b>	WO 96 13865 A (BOEHM MARKUS) 9 May 1996 cited in the application see abstract; figures 1,4,5 see page 4, line 25 - page 6, line 22 see page 12, line 8 - page 13, line 7		1,4,5, 13,16-19	
			•	
		•		
		· ·		
	•			
			•	

1

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int. Atlanta Application No
PCT/EP 97/06380

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family (member(s)	Publication date
WO 8707082 A	19-11-87	DE 3751932 D	28-11-96
		DE 3751932 T	20-02-97
		EP 0270567 A	15-06-88
		JP 2513755 B	03-07-96
		JP 63503183 T	17-11-88
		US 4952995 A	28-08-90
US 4613895 A	23-09-86	CA 1107379 A	18-08-81
	·	DE 2811961 A	28-09-78
		FR 2385219 A	20-10-78
		GB 1597740 A	09-09-81
	•	HK 5682 A	19-02-82
•		JP 1387716 C	14-07-87
·		JP 53118932 A	17-10-78
		JP 61054314 B	21-11-86
		NL 7803196 A	26-09-78
EP 0682375 A	15-11-95	IT 1272248 B	16-06-97
		US 5557133 A	17-09-96
WO 9613865 A	09-05-96	AU 3519395 A	23-05-96
		CA 2204124 A	09-05-96
·		EP 0788661 A	13-08-97

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

total intermediates Aktenzeichen PCT/EP 97/06380

X Wo 87 07082 A (SANTA BARBARA RES CENTER)  19. November 1987  19. November 1986  19. Zeile 22. Siehe Seite 8, Zeile 30 – Seite 9, Zeile 29.  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY)  23. September 1986  1-4, 3 siehe Spalte 2, Zeile 15 – Spalte 4, Zeile 41. Siehe Spalte 5, Zeile 39 – Spalte 6, Zeile 50   X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortaetzung von Feld C zu atrinehmen  ** Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik derlinker, aber richt als besonders bedeutsum anzusen 181  ** Pessondere Kutsgerich vor en angegegeben ist Keinen Prioritätestung einer scheibeten zu liesen, doer durch die das Veröffentlichungen inst keiner in der Veröffentlichung die der Gebertung der Veröffentlichung die der Gebertung der Gebertung der Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erf van norde aus einem anderen besonderen Grund angegeben int Keinen der Stander veröffentlichung, die abeh auf eine mindiche Offerbarungen der Veröffentlichung, die abeh auf eine mindiche Offerbarungen der Gebertung der Stander veröffentlichung, die Abechlusse der Internationalen Recherchen der Stander veröffentlichung, die Abechlusse der Internationalen Recherchenbehorde Europäisches Patenteint, P. B. 5918 Patentlan 2  Seine Veröffentlichung, die Abechlusse der Internationalen Recherchenbehorde Europäisches Patenteint, P. B. 5918 Patentlan 2				217EF 97/00380
Recharcherter Modespitched (Resetitationesystem und Klasstikationstymbole)  Fluchercrinistra aber nicht zum Mindespitched (Resetitationesystem und Klasstikationstymbole)  Fluchercrinistra aber nicht zum Mindespitched (Resetitationesystem und Klasstikationstymbole)  Wähnend der internationalen Racherche konsutilierfu selektronische Datenbank (Name der Datenbank und and. vernwerdele Suchbagriffe)  Wähnend der internationalen Racherche konsutilierfu selektronische Datenbank (Name der Datenbank und and. vernwerdele Suchbagriffe)  Wähnend der internationalen Racherche konsutilierfu selektronische Datenbank (Name der Datenbank und and. vernwerdele Suchbagriffe)  Wähnend der internationalen Racherche konsutilierfu selektronische Datenbank (Name der Datenbank und and. vernwerdele Suchbagriffe)  Wähnend der internationalen Racherche konsutilierfu selektronische Datenbank (Name der Datenbank und and. vernwerdele Suchbagriffe)  Wähnend der internationalen Racherche könntlichen Angebe der in Betracht kommenden Teile  Betracht kommenden und angebe der Name und eine Angebe der in Betracht kommenden Teile  Betracht kommenden Suchbank (Name der Datenbank (Name der	IPK 6	H01L27/148		• - •
Recharcheriset Almosapprointed (Klasestikalionesystem und Klasestikationesymbole)	Nach der	Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	lassifikation und der IPK	
### HOIL    Packerchierte aber nitert zum Mindessprufsettigenbrende Veröffentlichungen, anweit diese unter die recherchterten Gebiete fallen	B. RECH	ERCHIERTE GEBIETE		
Withheard der Informationalen Recherche konsulierte elektronische Daterbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbergfffe)  C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Kategorie*  Bezeichnung der Veröftemberung, acweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle  Betr. Anspruch Nr.  X W0 87 07082 A (SANTA BARBARA RES CENTER)  19. November 1987  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4  siehe Seite 8, Zeite 30 - Seite 9, Zeite  22  siehe Seite 11, Zeite 30 - Seite 12, Zeite  29  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY)  23. September 1986  Siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4  siehe Spalte 2, Zeite 15 - Spalte 4, Zeite  41  siehe Spalte 2, Zeite 39 - Spalte 6, Zeite  50  Weiters Vereifentlichungen sind der Fortestrung von Feld C zu  X Weiters Vereifentlichungen sind der Fortestrungen:  **Veröffentlichung, die gelegnet ist einen Prioritäenangeruch zweitellauft erschern zu issen, oder durch die dae Veröffentlichungen in Anderen heberoheten Grund angegeben in der Veröffentlichung der personen Grund angegeben in der Veröffentlichung der veröffentli	IPK 6	lerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym H01L	bole )	
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Kategorie*  Bazeichrung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommenden Telle  Betr. Anspruch Nr.  WO 87 07082 A (SANTA BARBARA RES CENTER)  19. November 1987  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 siehe Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 22 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 29 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite 12, Zeile 29  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 23. September 1986  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  -/   Welters Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu  Welters Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu  Welters Veröffentlichungen in Annekkedatum veröffentlich worden ist siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  -/  Welters Veröffentlichungen in Stendage Ande miternationalen Annekkedatum veröffentlich worden ist siehe Stendage in Stendage	Recherchi	lerte aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchi	ierten Gebiete fallen
Weiters Veröffanlitchungan sind der Fortsetzung von Feld C zu   X   Weiters Veröffanlitchungan sind der Fortsetzung von Feld C zu   X   Siehe Anhang Patentfamilie   X   X   X   X   X   X   X   X   X	Während	der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank und evti	. verwendete Suchbegriffe)
Sezeichrung der Veröffentlichung, acweit erforderfich unter Angebe der In Betracht kommenden Teise				
Wo 87 07082 A (SANTA BARBARA RES CENTER)  1,2,7, 9-11,14, 15  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 15  siehe Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 22 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite 12, Zeile 29  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 23. September 1986  7-12, 14-16  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  Weitere Veröffenlichung die den eitgemeinen Stand der Technik derinder, deber nicht ab beenders bedustam anzusehen ist erführen.  Weitere Veröffenlichung, die den eitgemeinen Stand der Technik derinder, deber nicht ab beenders bedustam nicht der Armeldung der in zur und veröffenlichung der int zusammen der nach dem intermetionalen Armeldung der in den einem anderen beenderen der nicht der seiner nicht der stelle der in zugrundellegen ist oder den aus einem anderen beenderen der Seiner nicht der stelle veröffenlichung die dech mat der nicht der stelle veröffenlichung die dech mat der nicht der stelle veröffenlichung der der ihr zugrundellegen ist oder der der veröffenlichung der der ihr zugrundellegen der ihr zugrundellegen ist der her dechausung der beanspruchte Erffektung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte Erffektung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte in der dese veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte in der dese veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte Erffektung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte der der der veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte der der mit veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die Desonderer der werden veröffenlichung der der mit veröffenlichung der der mit veröffenlichung der der mit veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte der werden der mit veröffenlichung der der der mit veröffenlichung der der der mit veröffenlichung der der mit veröffenlichung von Desonderer Bedeutung; die beanspruchte der der derinderen veröffenlichung der der derinder veröf	C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
19. November 1987  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 siehe Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 22 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite 12, Zeile 29  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 23. September 1986  Siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 15 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 15 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 15 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 16 Siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 17 Spätere Veröffentlichung, die nach gemeinen Stand der Technik dellniert, aber nicht is besondere bedeitsam anzusehn ist 18 siehes Dekument, des jedoch aret am oder rach dem intermetionalen 19. Veröffentlichung, die gelöpret tat, einen Profestlächsungen sein der seinen Anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung beiegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung werden beziehen soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderen Gedeutung; die bearspruchte Erführlichung dieser Veröffentlichung gebracht wird dieser Veröffentlichung dieser Konten und die veröffentlichung nicht als einen deut oder zu einfrachte den veröffentlichung nicht beiter veröffentlichung nicht als eine veröffentlichung eine Veröffentlichung eine Veröffentlichung eine Veröffentlichung eine Deutschaft veröffentlichung eine Veröffentlichung ein	Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden	Telie Betr. Anspruch Nr.
siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 siehe Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 22 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite 12, Zeile 29  A US 4 613 895 A (EASTMAN KODAK COMPANY) 23.September 1986  Siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  ——/—  Weitere Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu sinehemen. Ar Veröffentlichung, die den allgemehren Stand der Technik delinen, seine Spalte 1, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  ——/—  Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: Ar Veröffentlichung, die den allgemehren Stand der Technik delinen, seil ober den Ausgehöhn ein einer Fortsetzung von Feld C zu sinehemen. Ar Veröffentlichung, die aben der mich dem intermationalen Ar Veröffentlichung, die geben hat einer mich einer sind einer der Seil ober die aus einem enderen besonderen Beruhzung, eine Ausstellung oder endere Meßnahmen beziehn veröffentlichung, die aus einem enderen besonderen Grund angegeben ist veröffentlichung die vor der berüchte werden veröffentlichung, die aben auf eine mündsche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder endere Meßnahmen beziehn veröffentlichung, die aben auf einer mündsche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder endere Meßnahmen beziehn veröffentlichung, die veröffentlichung mit einer oder mahreren ander veröffentlichung, die veröffentlichung mit einer oder mahreren ander veröffentlichung, die veröffentlichung mit einer oder mahreren ander veröffentlichung, die weiter mit erhalten sich Ammeldestatur, aber nach diese Veröffentlichung, die Mitglied derselben Pstenttamilie ist  Absendedutum dee intermationalen Recherchenbehörte Europäisches Palentamt, P. B. 5818 Palentlaan 2   Bevollmächtigter Bediensteler	X	WO 87 07082 A (SANTA BARBARA RES 19.November 1987	CENTER)	9-11,14,
23. September 1986  siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2-4 siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 4, Zeile 41 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalte 6, Zeile 50  Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen  Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  A* Veröffentlichung, die den eilgemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist  L* Veröffentlichung, die den eilgemeinen Stand der Technik definient, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist  L* Veröffentlichung, die geignet ist, einen Prioritätsarspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung deten werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  D* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Banzbung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie beunhend betrachte in den beinzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie beunhend betrachte in den beinzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie abundende betrachte in den beinzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung nie abundende betrachte in diese Veröffentlichung in die siehe Benzert wird diese Veröffentlichung nie Becharchen betrachte in diese Veröffentlichung die siehe Benzert wird diese Veröffentlichung die Seine Benzert wird diese Veröffentlichung die siehe Benzert wird diese Veröffentlichung die siehe Benzert wird diese Veröffentlichung die Seine Benz		siehe Seite 8, Zeile 30 - Seite 22 siehe Seite 11, Zeile 30 - Seite	9, Zeile	13
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlichtung des gebignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu laseen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Rechercherbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  D* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht gelne Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeidedatum, aber nach der Griffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung die besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung die ser Kategorie in Verbindung gebracht wird in diese Verbindung für einen Fachmam nahellegend ist veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  17. Apr 1 1998  Bevollmächtigter Bediensteter	A	23.September 1986  siehe Zusammenfassung; Abbildung siehe Spalte 2, Zeile 15 - Spalt 41 siehe Spalte 5, Zeile 39 - Spalt	en 2-4 e 4, Zeile	7-12,
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlichtung des gebignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu laseen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Rechercherbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  D* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht gelne Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeidedatum, aber nach der Griffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung die besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung die ser Kategorie in Verbindung gebracht wird in diese Verbindung für einen Fachmam nahellegend ist veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  17. Apr 1 1998  Bevollmächtigter Bediensteter			-/	
A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist afteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist anderen internationalen ist anderen internationalen angegeben ist anderen internationalen Veröffentlichung delege veröffentlichung nicht als neu oder at erlinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist ausgeführt)  D* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist werden, wern die Veröffentlichung mit einer oder mehreren ander veröffentlic	X Weit	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siehe Anhang Paten	tfamilie
17. Apr 11 1998  23/04/1998  lame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	'A" Veröffer aber n 'E" älteres in Anmel 'L" Veröffer scheim andere soll od ausgef 'O" Veröffer eine Be	Intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, sicht als besonders bedeutsam anzusehen ist.  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist.  Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ersen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ein im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ist die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)  Intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Anmeldung nicht koliklert Anmeldung nicht koliklert Erfindung zugrundellegen Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besor kann allein aufgrund diese erfinderischer Tätigkeit be "Y" Veröffentlichung von besor kann nicht als auf erfinder werden, wenn die Veröffe. Veröffentlichungen dieser diese Verbindung für eine	veröffentlicht worden ist und mit der I, sondern nur zum Verständnis des der iden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden inderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung er Veröffentlichung nicht als neu oder auf eruhend betrachtet werden inderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung ischer Tätigkeit beruhend betrachtet intlichung mit einer oder mehreren anderen Kategorie in Verbindung gebracht wird und in Fachmann nahellegend ist
ame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2				ationalen Recherchenberichts
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2				
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016  V1sscher, E	ane uni P	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ints. Alonales Aktenzeichen
PCT/EP 97/06380

		PCT/EP 97/06380	
	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A	EP 0 682 375 A (UNIV ROMA) 15.November 1995 siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1,2,5 siehe Spalte 2, Zeile 5 - Spalte 3, Zeile 22	1,4,5,13	
Α	WO 96 13865 A (BOEHM MARKUS) 9.Mai 1996 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1,4,5 siehe Seite 4, Zeile 25 - Seite 6, Zeile 22	1,4,5, 13,16-19	
	siehe Seite 12, Zeile 8 - Seite 13, Zeile	·	
	•		

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte...donales Aktenzeichen
PCT/EP 97/06380

im Recherchenberich ngeführtes Patentdokur		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 8707082	A 19-11-87	DE 3751932 D DE 3751932 T EP 0270567 A JP 2513755 B JP 63503183 T US 4952995 A	28-11-96 20-02-97 15-06-88 03-07-96 17-11-88 28-08-90
US 4613895	A 23-09-86	CA 1107379 A DE 2811961 A FR 2385219 A GB 1597740 A HK 5682 A JP 1387716 C JP 53118932 A JP 61054314 B NL 7803196 A	18-08-81 28-09-78 20-10-78 09-09-81 19-02-82 14-07-87 17-10-78 21-11-86 26-09-78
EP 0682375	A 15-11-95	IT 1272248 B US 5557133 A	16-06-97 17-09-96
WO 9613865	A 09-05-96	AU 3519395 A CA 2204124 A EP 0788661 A	23-05-96 09-05-96 13-08-97